(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



(43) 国際公開日 2005 年9 月9 日 (09.09.2005)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 2005/082594 A1

(51) 国際特許分類⁷: **B29C 41/24**, 41/52, C08J 5/18 // B29K 77:00, B29L 7:00, C08L 101:00

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2005/003240

(22) 国際出願日:

2005年2月21日(21.02.2005)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ:

特願2004-055014 2004年2月27日(27.02.2004) JP 特願2004-059749 2004年3月3日(03.03.2004) JP

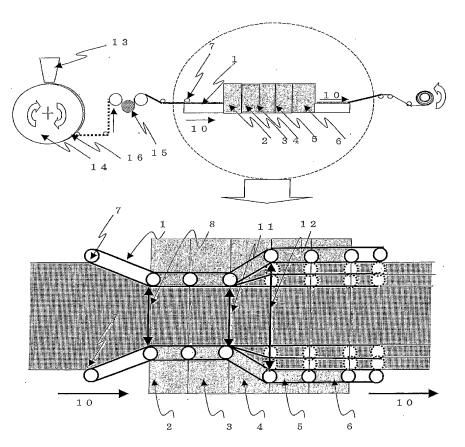
(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 株式 会社カネカ (KANEKA CORPORATION) [JP/JP]; 〒 5308288 大阪府大阪市北区中之島 3 丁目 2 - 4 Osaka (JP).

- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 藤原 寛 (FUJI-HARA, Kan) [JP/JP]; 〒5200104 滋賀県大津市比叡辻 1-25-1 Shiga (JP). 小野 和宏 (ONO, Kazuhiro) [JP/JP]; 〒5200104 滋賀県大津市比叡辻 2-1-2 Shiga (JP). 伊藤 利尚 (ITOH, Toshihisa) [JP/JP]; 〒6128016 京都府京都市伏見区桃山町養斉8-42 Kyoto (JP). 松脇 崇晃 (MATSUWAKI, Takaaki) [JP/JP]; 〒5200104 滋賀県大津市比叡辻1-25-1 Shiga (JP).
- (74) 共通の代表者: 株式会社カネカ (KANEKA CORPO-RATION); 〒5308288 大阪府大阪市北区中之島 3 丁 目 2 - 4 Osaka (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR,

/続葉有/

(54) Title: METHOD FOR PRODUCING SYNTHETIC RESIN FILM AND SYNTHETIC RESIN FILM

(54) 発明の名称: 合成樹脂フィルムの製造方法および合成樹脂フィルム



(57) Abstract: A method for continuous production of a synthetic resin film which comprises (A) a step of applying a composition containing a polymer and an organic solvent continuously on a support through allowing the composition to flow and extend thereon, to thereby form a gel film, (B) a step of ripping the gel film off the support and fixing both ends of the gel film, (C) a step of conveying the film in a heating furnace while fixing both ends of the film, wherein the film is fixed in such a manner that the tensile force in the direction of the width (TD direction) of the film is substantially zero in at least a part of the (C) step. The above film can be suitably used for the continuous production of a synthetic resin film exhibiting stable physical properties over the whole width thereof, in particular, a synthetic resin film having the molecular orientation controlled to MD direction, which is considered to be useful in the electronic field.

WO 2005/082594 A1

BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE,

BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

─ 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語 のガイダンスノート」を参照。 WO 2005/082594 PCT/JP2005/003240

1

明細書

合成樹脂フィルムの製造方法および合成樹脂フィルム

技術分野

5 本発明は、合成樹脂フィルムの製造方法に関する。詳しくは、全幅において物性が安定化した合成樹脂フィルムの製造方法に関するものであり、例えば、合成樹脂フィルムの分子配向軸が機械的送り方向(以降、MD方向と略す)に向くように制御された合成樹脂フィルム、の新規な製造方法に関するものである。さらに詳しくは、連続的に生産される広幅の合成樹脂フィルムの全幅において、分子配向軸がMD方向に向くよう制御された合成樹脂フィルムの新規な製造方法に関する。

背景技術

15

20

25

例えば、エレクトロニクスの技術分野においては、益々高密度実装の要求が高くなっており、それに伴いフレキシブルプリント配線板(以降、FPCという)を用いる技術分野においても、高密度実装の要求が高くなってきている。FPCの製造工程は、ベースフィルムに金属を積層する工程、金属表面に配線を形成する工程に大別されるが、寸法変化が大きい工程は、金属を積層する際にベースフィルムを加熱しながら金属を積層する工程の前後、金属をパターニングする際のエッチング工程前後、また、FPCの状態で加熱される工程の前後であり、この工程の前後においてFPCの寸法変化が小さいことが要求されている。この要求に応えるには、機械的送り方向(以降、MD方向と略す)に分子の配向が制御された合成樹脂フィルム、すなわち、フィルムの分子配向をMD方向に配向させ、機械的送り方向と垂直な方向(以降、TD方向と略す)の物性に差をもたせたフィルムが有用であると本発明者らは考える。より具体的には、MD方向に分子の配向が制御された合成樹脂フィルムをベースフィルムとし、金属を積層する際に、ベースフィルムを加熱しながら金属箔を積層する工程に用

いることが寸法変化(パターニング前後、FPC加熱前後)を小さくすることに有用と考える。

なぜなら、MD方向に分子の配向が制御されていると、フィルム流れ方向 (MD方向) の弾性率が高くなり張力の影響が少なくなる為、上記工程の 前後での寸法変化を小さくすることが可能だからである。

5

10

15

また、例えば、MD方向に分子の配向が制御されたフィルムでは、MD方向の弾性率が高くなり、その為にMD方向に向いたフィルムの摺動屈曲性がよくなると考えられる。

このように、MD方向に分子の配向が制御されたフィルムは、特にエレクトロニクス分野の、FPC、TAB(Tape Automated Bonding)用フィルム、COF(チップオンフィルム)用基板等に有用であると考えられるが、フィルムの分子配向を任意に制御しうる製造方法およびMD方向に分子配向が制御されたフィルムは現在のところ得られていない。特に、連続的に合成樹脂フィルムを生産する場合において、全幅においてフィルムの特性を制御することは非常に困難と考えられており、全幅においてMD方向に分子配向が制御された合成樹脂フィルムを得る方法は、これまでに知られていない。

例えば、特許文献1には、焼成後のポリイミドフィルムをMD方向にア ニール処理を施しながら延伸する方法が提案されている。

20 また特許文献 2 には、フィルム製造時にMD方向に 1.0~1.5 倍に 、TD方向に 0.5~0.99 倍に延伸する方法が提案されている。

特許文献3には、溶剤によって3~100倍膨潤したゲルフィルムを延伸することで一軸方向に延伸したポリイミドを得る方法が提案されている

25 特許文献4には、ポリイミドフィルムに250℃以上、10kg/mm²以上の張力を付与してゾーン延伸することでMD方向に配向制御したポリイミドフィルムを製造する方法が提案されている。

特許文献5には、溶媒が残存する芳香族ポリイミド前駆体フィルムを膨

潤剤で膨潤させた後、少なくとも一軸方向へ延伸し、その後該フィルムより膨潤剤を除去してから、加熱乾燥させる製造方法が提案されている。

特許文献6には、溶剤によって3~20倍膨潤したゲルフィルムを延伸 することで一軸方向に延伸したポリイミドを得る方法が提案されている。

5 特許文献7には、3,3'4,4'ービフェニルテトラカルボン酸成分とpーフェニレンジアミン成分とを必須とするポリイミドフィルムにおいて、自己支持性フィルムの両端部を把持させて加熱炉に挿入し、自己支持性フィルムの収縮がほぼ完了する300℃までの工程においてフィルム把持幅を徐々に狭くする方法が記載されている。

10 特許文献 8 には、ゲルフィルムの両端部を固定し、加熱炉中でフィルム幅を順次小さくするように固定端距離を設定し、次にフィルム幅を順次大きくするように固定端距離を設定した後、更にフィルム幅を順次小さくするように固定端距離を設定するポリイミドフィルムの製造方法が記載されている。

15 しかし、上記いずれの文献にも、本発明の特徴的部分である、TD方向 の張力が実質的に無張力となるようにゲルフィルムの両端が固定されて加 熱炉内を搬送する工程については、一切開示がなく、本発明とは全く異なるものである。

[特許文献1] 特開平8-174659 0017段落

20 [特許文献 2] 特開平 1 1 - 1 5 6 9 3 6 0 0 2 1 段落

[特許文献3] 特許文献3 特開2003-128811 0010段落

[特許文献4] 特開昭63-197628 2頁右上段15行目

[特許文献 5] 特開 2 0 0 2 - 1 8 0 4 0 0 0 7 段落

[特許文献6] 特開2003-145561 0014段落

25 [特許文献 7] 特開 2 0 0 2 - 1 7 9 8 2 1 0 0 2 0 段落

[特許文献8] 特開2004-331792 0008段落

5

25

発明の開示

以上のように、FPCなどのエレクトロニクスの技術分野に特に有用と考えられる、フィルムの全幅において、MD方向に分子配向が制御された合成樹脂フィルムを製造する方法はこれまでに得られていない。本発明者らは、連続生産において、特にエレクトロニクス分野で有用と考えられる、フィルムの全幅においてMD方向に分子配向が制御された合成樹脂フィルム、特にはポリイミドフィルムを製造することを目的に鋭意研究を重ねた結果、本発明に至った。

- 10 本発明は以下の新規な合成樹脂フィルムの製造方法により上記課題を解決しうる。
 - 1) 連続的に生産される合成樹脂フィルムの製造方法において、少なくとも下記(A) \sim (C)、
- (A) 高分子と有機溶剤を含む組成物を支持体上に連続的に流延・塗布し 15 、ゲルフィルムを形成する工程、
 - (B) ゲルフィルムを支持体から引き剥がしゲルフィルムの両端を固定する工程、
 - (C) フィルムの両端を固定しながら加熱炉内を搬送する工程、

を含む合成樹脂フィルムの製造方法であって、前記(C)工程の少なくとも一部 20 において(C-1)フィルム幅方向(TD方向)の張力が実質的に無張力となるように両端が固定されて搬送する工程を含むことを特徴とする合成樹脂フィルムの製造方法。

- 2) 前記(C)工程における加熱炉の入り口においてTD方向の張力が実質的に無張力となるように両端が固定されていることを特徴とする1)記載の合成樹脂フィルムの製造方法。
- 3) 前記加熱炉は、2以上の複数の加熱炉からなり、第一の加熱炉の温度が300℃以下であることを特徴とする2) 記載の合成樹脂フィルムの製造方法。

- 4) 前記(C) 工程において、両端部固定端の距離をX、両端部固定端間のフィルムの幅をYとしたとき、XとYが下記式を満足するようにTD 方向の張力が実質的に無張力となるように両端間を固定することを特徴とする1)~3) のいずれか一項に記載の合成樹脂フィルムの製造方法。
- $5 \quad 20. \quad 0 \ge (Y-X) / Y \times 100 > 0. \quad 00$
 - 5) 前記 (C) 工程の少なくとも一部において、(C-2) フィルムを TD 方向に引き延ばす工程を含むことを特徴とする 1) \sim 4) 記載の合成樹脂フィルムの製造方法。
- 6)前記(C-2)工程において、引き延ばす前の、TD方向の両端部固定端の距離をZ、フィルムが炉内で引き伸ばされた際の両端部固定端の距離をWとしたとき、ZとWが下記式を満足するようにTD方向にフィルムを引き伸ばすことを特徴とする5)に記載の合成樹脂フィルムの製造方法
 - $40.0 \ge (W-Z)/Z \times 100 > 0.00$
- 15 7) 前記合成樹脂フィルムがポリイミドフィルムであることを特徴とする1) ~6) のいずれか一項に記載の合成樹脂フィルムの製造方法。
 - 8) 1) ~7) のいずれか一項に記載の合成樹脂フィルムの製造方法を用いて製造された合成樹脂フィルム。
- 20 本発明の合成樹脂フィルムの製造方法によれば、MD方向に分子配向が 制御された合成樹脂フィルムを得ることができ、特に、連続生産される広 幅の合成樹脂フィルムであっても、全幅において、MD方向に分子配向が 制御された合成樹脂フィルムを得ることが可能である。

25 図面の簡単な説明

図1は、ポリイミドフィルムの製造装置模式図である。

図2は、ポリイミドフィルムの把持装置間のフィルム把持状況を説明するための模式図である。

15

図3は、実施例及び比較例において配向度及び配向角を測定するためのサンプリング方法を示す図である。

なお、図1及び/又は図2中、符号1はフィルム搬送装置を、符号2、 3、4、5及び6は焼成炉を、符号7はフィルム把持開始部位を、符号8 はフィルムの把持装置間の幅Xを、符号9は把持装置間に把持したゲルフィルムのTD方向のフィルム幅Yを、符号10はフィルム搬送方向を、符号11は、引き伸ばす前のTD方向の両端部固定端の幅Zを、符号12は、フィルムが炉内でTD方向に引き伸ばされた際の両端部固定端の幅Wを、符号13は有機溶剤溶液を流延・塗布する装置(ダイス)を、符号14 は有機溶剤溶液の支持体を、符号15はゲルフィルムに張力をかける装置を、そして符号16はゲルフィルムが引き剥がされる部位を、それぞれ表す。

また図3中、符号20はフィルム幅が800mm以上の場合を、符号2 1はMD方向(フィルム搬送方向)を、符号22はフィルム幅が800mm未満の場合を、そして符号23はサンプルフィルム幅40mmを、それぞれ表す。

発明を実施するための最良の形態

本発明は、連続的に生産される合成樹脂フィルムの製造方法において、 20 少なくとも下記(A)~(C)、

- (A) 高分子と有機溶剤を含む組成物を支持体上に連続的に流延・塗布し、ゲルフィルムを形成する工程、
- (B) ゲルフィルムを支持体から引き剥がしゲルフィルムの両端を固定する工程、
- 25 (C)フィルムの両端を固定しながら加熱炉内を搬送する工程、を含む合成樹脂フィルムの製造方法であって、前記(C)工程の少なくとも一部においてフィルム幅方向(TD方向)の張力が実質的に無張力となるように両端が固定されて搬送することを特徴とする合成樹脂フィルムの製造方法である。以

WO 2005/082594 PCT/JP2005/003240

7

下、各工程を詳細に説明する。

(A) 工程

20

(A) 工程は、高分子と有機溶剤を含む組成物を支持体上に連続的に流延 ・塗布し、ゲルフィルムを得る工程である。本願発明の合成樹脂フィルム の製造方法において好適に適用できる高分子とは一般に「ポリマー」と表 5 現される物質であることが好ましく、該高分子を用いた合成樹脂フィルム として、例えばPI (ポリイミドフィルム)、PA (ポリアミドフィルム)、PEN (ポリエチレンナフタレートフィルム)、ポリアミドイミドフ イルム、ポリプロピレンフィルム、PC(ポリカーボネートフィルム)、 PPS(ポリフェニレンサルファイドフィルム)、LCP(液晶ポリマー 10 フィルム)、PET (ポリエチレンテレフタレートフィルム)、PE (ポ リエチレンフィルム)、PVA(ポリビニルアルコールフィルム)、PT FE (ポリテトラフルオロエチレンフィルム)、PVDF (ポリビニリデ ンフルオライドフィルム)、PVF(ポリビニルフルオライドフィルム) 等の合成樹脂フィルムが挙げられる。特に電子・電気用途に好ましく用い 15られる合成樹脂フィルムとしてポリイミドフィルムを好適に用いることが 好ましい。

本願発明における高分子と有機溶剤を含む組成物とは、高分子を有機溶剤に溶解してそのまま用いてもよいし、最終的に得られる合成樹脂フィルムを構成する高分子の前駆体を、有機溶剤に溶解させた組成物であってもよい。また、前駆体となる高分子体と反応しうる反応剤など、その他の成分を添加した組成物を用いてもよい。

例えば、合成樹脂フィルムとしてポリイミドフィルムを製造する場合は、ポリイミドの前駆体であるポリアミド酸を有機溶剤に溶解した組成物を 25 用いることができる。この組成物には、剥形剤、イミド化触媒、脱水剤などの添加剤を含んでいてもよい。また、イミド化したポリイミド樹脂を有機溶剤に溶解させた組成物も同様に用いることができる。さらに、他の樹脂の場合においては、例えば、PETフィルムはポリエチレンテレフタレ WO 2005/082594 PCT/JP2005/003240

8

ートを有機溶剤中に溶解させたポリエチレンテレフタレートを含む組成物が挙げられる。

尚、上記組成物として好適に用いられる有機溶剤溶液の固形分濃度は、全溶液重量に対して該高分子重量が5~40重量%の割合で溶解している有機溶剤溶液であることが製造工程において除去する有機溶剤量が減少できるので好ましい。また、上記範囲以上の固形分濃度での合成樹脂フィルムの製造方法においても溶液に流動性があり、ダイスのスリット口からの吐出が可能で、ダイスから支持体表面にキャストした際に自己支持性を示すフィルムが製造される溶液であればどのような濃度の溶液も用いることが可能である。

5

10

15

20

25

上記有機溶剤として好適に用いられる溶剤は、溶解する高分子によって異なるが、例えば、ポリイミドフィルムを製造する場合には、テトラメチル尿素、N, Nージメチルエチルウレアのようなウレア類、ジメチルスルホキシド、ジフェニルスルホン、テトラメチルスルフォンのようなスルホキシドあるいはスルホン類、N, Nージメチルアセトアミド(略称DMAc)、N, Nージメチルホルムアミド(略称DMF)、Nーメチルー2ーピロリドン(略称NMP)、γーブチルラクトン、ヘキサメチルリン酸トリアミドのようなアミド類、またはホスホリルアミド類の非プロトン性溶媒、クロロホルム、塩化メチレンなどのハロゲン化アルキル類、ベンゼン、トルエン等の芳香族炭化水素類、フェノール、クレゾールなどのフェノール類、ジメチルエーテル、ジエチルエーテル、pークレゾールメチルエーテルなどのエーテル類が挙げられることができ、通常これらの溶剤を単独で用いるが必要に応じて2種以上を適宜、組合わせて用いて良い。これらのうちDMF、DMAc、NMPなどのアミド類を用いることが、高分子溶解性が高いという点から溶剤として好ましく使用される。

合成樹脂フィルムとしてポリイミドフィルムを製造する場合を例に挙げると、(A)工程で用いる高分子として、ポリイミドフィルムの前駆体となるポリアミド酸を用いることができる。ポリアミド酸としては、特に限

定されないが、有機溶媒中にて酸二無水物とジアミン類とをおおよそ等 モル反応させることで得られるポリアミド酸溶液であれば良い。尚、ポリアミド酸の重合方法としてはどのような重合方法を用いても良く、例えば、1種以上のジアミン類を有機溶媒中に溶解或いは分散し、その溶液中に 1種以上の酸二無水物を添加して重合するランダム共重合方法、1以上の酸二無水物を溶解或いは分散させた溶液中に1種以上のジアミンを添加して重合するランダム共重合方法、1種以上のジアミンと1種以上の酸二無水物を重合させた溶液中にさらにジアミン或いは酸二無水物を添加して重合を完結する重合方法等の方法を用いることが出来る。しかし、本願発明の要旨は合成樹脂フィルムの製造方法であり、ポリイミドフィルムの前駆体である前記ポリアミド酸溶液の製造方法における重合方法は特に制限は無く、どのような重合方法を用いても良い。

5

10

15

20

25

ポリアミド酸の重合に使用される有機溶媒としては、テトラメチル尿素、N, Nージメチルエチルウレアのようなウレア類、ジメチルスルホキシド、ジフェニルスルホン、テトラメチルスルフォンのようなスルホキシドあるいはスルホン類、N, Nージメチルアセトアミド(略称DMAc)、N, Nージメチルホルムアミド(略称DMF)、Nーメチルー2ーピロリドン(略称NMP)、γーブチルラクトン、ヘキサメチルリン酸トリアミドのようなアミド類、またはホスホリルアミド類の非プロトン性溶媒、クロロホルム、塩化メチレンなどのハロゲン化アルキル類、ベンゼン、トルエン等の芳香族炭化水素類、フェノール、クレゾールなどのフェノール類、ジメチルエーテル、ジエチルエーテル、pークレゾールメチルエーテルなどのエーテル類が挙げられることができ、通常これらの溶媒を単独で用いるが必要に応じて2種以上を適宜組合わせて用いて良い。これらのうちDMF、DMAc、NMPなどのアミド類が高分子溶解性が高いという点から溶剤として好ましく使用される。

ポリアミド酸溶液中のポリアミド酸固形分の重量%は、有機溶媒中にポリアミド酸が $5\sim40$ w t %、好ましくは $10\sim30$ w t %、更に好まし

くは、 $13\sim25$ w t %溶解されているのが取り扱い面から好ましい。 尚、ポリアミド酸の平均分子量は、GPCのPEG(ポリエチレングリコール)換算で10000以上である方がフィルム物性上好ましい。

また、上記ポリアミド酸溶液の粘度は、23℃に保温された水浴中で1 5 時間保温し、その時の粘度をB型粘度計で、ローターはNo.7を回転数は4rpmで測定を行いその粘度が50Pa・s以上1000Pa・s以下であることが好ましく、さらに好ましくは100Pa・s以上500Pa・s以下、最も好ましくは200Pa・s以上350Pa・s以下であることがフィルム成形体を作製する際に取扱い上で最も好ましい。

本発明に係るポリアミド酸溶液の製造において好適に用いることのでき る酸二無水物としては、p-フェニレンビス(トリメリット酸モノエステ ル酸無水物)、pーメチルフェニレンビス(トリメリット酸モノエステル 酸無水物)、p-(2,3-ジメチルフェニレン)ビス(トリメリット酸 モノエステル酸無水物)、4,4'ービフェニレンビス(トリメリット酸 15 モノエステル酸無水物)、1,4-ナフタレンビス(トリメリット酸モノ エステル酸無水物)、2,6-ナフタレンビス(トリメリット酸モノエス テル酸無水物)、2,2-ビス(4-ヒドロキシフェニル)プロパンジベ ンゾエートー3,3',4,4'ーテトラカルボン酸二無水物等のエステ ル酸無水物類、エチレンテトラカルボン酸二無水物、1,2,3,4-ブ 20 タンテトラカルボン酸二無水物、シクロペンタンテトラカルボン酸二無水 物、ピロメリット酸二無水物、1,2,3,4―ベンゼンテトラカルボン 酸二無水物、3,3,4,4,一ビフェニルテトラカルボン酸二無水物 、2, 2', 3, 3'-ビフェニルテトラカルボン酸二無水物、3, 3' , 4, 4' —ベンゾフェノンテトラカルボン酸二無水物、2, 2', 3, 25 3, ─ベンゾフェノンテトラカルボン酸二無水物、ビス(2,3 ─無水ジ カルボキシフェニル) メタン、ビス (3, 4-無水ジカルボキシフェニル) メタン、1, 1-ビス(2, 3-無水ジカルボキシフェニル) エタン、

2, 2ービス(3, 4ー無水ジカルボキシフェニル)プロパン、2, 2
ービス(2, 3ー無水ジカルボキシフェニル)プロパン、ビス(3, 4ー無水ジカルボキシフェニル)エーテル、ビス(2, 3ー無水ジカルボキシフェニル)エーテル、ビス(2, 3ー無水ジカルボキシフェニル)スルホ
5 ン、2, 3, 6, 7ーナフタレンテトラカルボン酸二無水物、1, 4, 5, 8ーナフタレンテトラカルボン酸二無水物、1, 2, 5, 6ーナフタレンテトラカルボン酸二無水物、1, 2, 5, 6ーナフタレンテトラカルボン酸二無水物、2, 3, 6, 7ーアントラセンテトラカルボン酸二無水物、3, 4, 9, 10ーペリレンテトラカルボン酸二無水物、4, 4ー(mーフェニレンジオキシ)ジフタル酸二無水物、4, 4 ー(mーフェニレンジオキシ)ジフタル酸二無水物、4, 4 ー(mーフェニレンジオキシ)ジフタル酸二無水物、4, 4 ー(mーフェニレンジオキシ)ジフタル酸二無水物、2, 2ービス[(2, 3ー無水ジカルボキシフェノキシ)フェニル]プロパン等の酸二無水物が挙げられ、これらは単独であるいは2種以上用いることができる。

これらの酸二無水物の中で、ピロメリット酸、1, 2, 3, 4 — ベンゼンテトラカルボン酸二無水物、3, 3', 4, 4', — ビフェニルテトラカルボン酸二無水物、2, 2', 3, 3', — ビフェニルテトラカルボン酸二無水物、3, 3', 4, 4', — ベンゾフェノンテトラカルボン酸二無水物、2, 2', 3, 3', — ベンゾフェノンテトラカルボン酸二無水物、2, 2', 3, 3', — ベンゾフェノンテトラカルボン酸二無水物、ロフェニレンビス(トリメリット酸モノエステル酸無水物)の酸二無水物から選択される少なくとも1種以上を用いることがポリイミドフィルムに耐熱性を付与し、フィルムの弾性率を向上させてポリイミドフィルムの配向を行いやすくする上で好ましい。

ポリイミドフィルムの弾性率が向上するとフィルム中の残留揮発成分が 揮発する際の体積収縮により、フィルム面内に収縮応力が発生し、該収縮 応力により面内の分子配向が促進されることになる。その結果、ポリイミ ドフィルムの分子配向が進むのである。

25

また、アミン化合物類としては、p-フェニレンジアミン、m-フェニレンジアミン、o-フェニレンジアミン、

WO 2005/082594 PCT/JP2005/003240

12

3, 3'ージアミノジフェニルエーテル、3, 4'ージアミノジフェニ ルエーテル、4,4'ージアミノジフェニルエーテル、3,3'ージアミ ノジフェニルスルフィド、3,4'ージアミノジフェニルスルフィド、4 , 4'ージアミノジフェニルスルフィド、3, 3'ージアミノジフェニル スルホン、3,4'ージアミノジフェニルスルホン、4,4'ージアミノ 5 ジフェニルスルホン、3,3'ージアミノベンゾフェノン、3,4'ージ アミノベンゾフェノン、4,4'-ジアミノベンゾフェノン、3,3'-ジアミノジフェニルメタン、3,4'ージアミノジフェニルメタン、4, 4'ージアミノジフェニルメタン、2,2ービス(4ーアミノフェニル) プロパン、2, 2ービス(3ーアミノフェニル)プロパン、2ー(3ーア 10 ミノフェニル) -2- (4-アミノフェニル) プロパン、2, 2-ビス(4-アミノフェニル)-1,1,1,3,3,3-ヘキサフルオロプロパ ン、2, 2ービス (3ーアミノフェニル) -1, 1, 1, 3, 3, 3-ヘ キサフルオロプロパン、2-(3-アミノフェニル)-2-(4-アミノ フェニル) -1, 1, 1, 3, 3, 3-ヘキサフルオロプロパン、1, 3 15 ービス (3-アミノフェノキシ) ベン、1,3-ビス(4-アミノフェノ キシ) ベンゼン、1, 4-ビス(3-アミノフェノキシ)ベンゼン、1, 4-ビス (4-アミノフェノキシ) ベンゼン、1 , 3-ビス (3-アミノ ベンゾイル) ベンゼン、1,4-ビス(3-アミノベンゾイル) ベンゼン 、1, 3ービス (4ーアミノベンゾイル) ベンゼン、1, 4ービス (4ー 20 アミノベンゾイル) ベンゼン、3,3'-ジアミノー4-フェノキシベン ゾフェノン、4,4'-ジアミノ-5-フェノキシベンゾフェノン、3, 4'ージアミノー4ーフェノキシベンゾフェノン、3,4'ージアミノー 5-フェノキシベンゾフェノン、4,4'ービス(4-アミノフェノキシ) ビフェニル、3,3'ービス(4-アミノフェノキシ) ビフェニル、3 25, 4'ービス (3ーアミノフェノキシ) ビフェニル、ビス〔4ー(4ーア ミノフェノキシ)フェニル]ケトン、ビス〔4-(3-アミノフェノキシ

) フェニル] ケトン、

ビス〔3-(4-アミノフェノキシ)フェニル〕ケトン、ビス〔3-(3-アミノフェノキシ)フェニル]ケトン、3,3'-ジアミノー4,4 , ージフェノキシジベンゾフェノン、4, 4, ージアミノー5, 5, ージ フェノキシベンゾフェノン、3,4'ージアミノー4,5'ージフェノキ シベンゾフェノン、ビス〔4-(4-アミノフェノキシ)フェニル〕スル 5 フィド、ビス〔3-(4-アミノフェノキシ)フェニル〕スルフィド、ビ ス〔4-(3-アミノフェノキシ)フェニル〕スルフィド、ビス〔3-(4-アミノフェノキシ)フェニル]スルフィド、ビス[3-(3-アミノ フェノキシ)フェニル]スルフィド、ビス〔3-(4-アミノフェノキシ) フェニル] スルホン、ビス [4-(4-アミノフェニル) スルホン、ビ 10 ス[3-(3-アミノフェノキシ)フェニル]スルホン、ビス[4-(3 ーアミノフェニル)スルホン、ビス〔4-(3-アミノフェノキシ)フェ ニル] エーテル、ビス〔4ー(4ーアミノフェノキシ) フェニル] エーテ ル、ビス〔3-(3-アミノフェノキシ)フェニル〕エーテル、ビス〔4 - (3-アミノフェノキシ) フェニル] メタン、ビス〔4-(4-アミノ 15 フェノキシ)フェニル]メタン、ビス〔3-(3-アミノフェノキシ)フ エニル] メタン、ビス [3-(4-アミノフェノキシ) フェニル] メタン 、2,2-ビス〔4-(3-アミノフェノキシ)フェニル〕プロパン、2 , 2-ビス [4-(4-アミノフェノキシ) フェニル] プロパン、2, 2 ービス〔3-(3-アミノフェノキシ)フェニル〕プロパン、2,2-ビ 20 ス [4-(3-アミノフェノキシ) フェニル]-1, 1, 3, 3, 3ーヘキサフルオロプロパン、2,2-ビス[4-(4-アミノフェノキシ) フェニル] -1, 1, 1, 3, 3, 3-ヘキサフルオロプロパン、2, 2-ビス[3-(3-アミノフェノキシ)フェニル]-1,1,3,3, 3-ヘキサフルオロプロパン、2, 2-ビス〔3-(4-アミノフェ 25ノキシ)フェニル] -1,1,1,3,3,3-ヘキサフルオロプロパン 、1,4-ビス〔4-(3-アミノフェノキシ)ベンゾイル〕ベンゼン、 1,3-ビス[4-(3-アミノフェノキシ)ベンゾイル]ベンゼン、

1, 3-ビス(3-アミノー4-フェノキシベンゾイル)ベンゼン、1 , 4-ビス (3-アミノー4-フェノキシベンゾイル) ベンゼン、1, 3 ービス (4-アミノー5-フェノキシベンゾイル) ベンゼン、1,3-ビ ス (4-アミノ-5-ビフェノキシベンゾイル) ベンゼン、1, 4-ビス 5 (4-アミノー5-ビフェノキシベンゾイル)ベンゼン、1,3-ビス(3-アミノ-4-ビフェノキシベンゾイル)ベンゼン、1,4-ビス(3 ーアミノー4ービフェノキシベンゾイル)ベンゼン、1,4ービス〔4ー (4-rミノフェノキシ) $-\alpha$, α -ジメチルベンジル] ベンゼン、1, 3-ビス [4-(4-アミノフェノキシ $)-\alpha$, $\alpha-$ ジメチルベンジル]ベンゼン、1,3-ビス〔4-(4-アミノ-6-トリフルオロメチルフ 10 ェノキシ) $-\alpha$, α -ジメチルベンジル]ベンゼン、1, 3-ビス [4-ジル] ベンゼン、1, 3ービス [4-(4-アミノー6-メチルフェノキ シ) $-\alpha$, α -ジメチルベンジル] ベンゼン、1, 3 -ビス [4 - (4 -アミノー6-シアノフェノキシ) -α, α-ジメチルベンジル] ベンゼン 15 、ジアミノポリシロキサンが挙げられ、これらを単独であるいは2種以上 を用いることができる。

これらの中でも、p-フェニレンジアミン、m-フェニレンジアミン、3
, 3'ージアミノジフェニルエーテル、3, 4'ージアミノジフェニルエ
20 ーテル、4, 4'ージアミノジフェニルエーテル、2, 2ービス〔4ー(
4ーアミノフェノキシ)フェニル〕プロパンから選択される少なくとも1
種以上を用いることが用いることがポリイミドフィルムの耐熱性を向上し
フィルムの剛性を付与できる点から好ましい。更に、p-フェニレンジア
ミン及び/もしくは、3, 4'ージアミノジフェニルエーテルを必須成分
25 として併用することでポリイミドフィルムの弾性率を向上させてポリイミドフィルムの配向を行いやすくする上で好ましい。

特に好ましいポリイミドフィルムは、①p-フェニレンジアミン、4, 4, -ジアミノジフェニルエーテル、ピロメリット酸二無水物、

p-フェニレンビス (トリメリット酸モノエステル酸無水物) の4つのモ ノマーで作製されるポリイミドフィルム、②p-フェニレンジアミン、4 , 4, ージアミノジフェニルエーテル、ピロメリット酸二無水物、3, 3 , 4, 4, 一ビフェニルテトラカルボン酸二無水物を用いて作製される ポリイミドフィルム、③p-フェニレンジアミン、4, 4'ージアミノジ 5 フェニルエーテル、ピロメリット酸二無水物、3,3',4,4'一ベン ゾフェノンテトラカルボン酸二無水物を用いて作製されるポリイミドフィ ルム、④p-フェニレンジアミン、4,4'-ジアミノジフェニルエーテ ル、ピロメリット酸二無水物、p-フェニレンビス(トリメリット酸モノ エステル酸無水物)、3,3',4,4'-ビフェニルテトラカルボン酸 10 二無水物を用いて作製されるポリイミドフィルム、⑤p-フェニレンジア ミン、4,4'ージアミノジフェニルエーテル、3,3',4,4'ービ フェニルテトラカルボン酸二無水物を用いて作製されるポリイミドフィル ム、⑥4,4'ージアミノジフェニルエーテル、3,4'ージアミノジフ エニルエーテル、ピロメリット酸二無水物を用いて作製されるポリイミド 15 フィルム、⑦p-フェニレンジアミン、4,4'ージアミノジフェニルエ ーテル、2, 2ービス〔4ー(4ーアミノフェノキシ)フェニル〕プロパ ン、ピロメリット酸二無水物、3,3',4,4'一ビフェニルテトラカ ルボン酸二無水物を用いて作製されるポリイミドフィルム、®p-フェニ レンジアミン、3,3',4,4'-ビフェニルテトラカルボン酸二無水 20 物を用いて作製されるポリイミドフィルムが分子配向角を制御しやすくな る利点があり、好適に用いられる。

後述する、本工程における高分子と有機溶剤を含む組成物を支持体上に連続的に流延する方法には、例えばポリイミドフィルムの場合には、①上記ポリアミド酸を含む溶液を直接に流延する方法、②上記ポリアミド酸を含む溶液を流延する前にイミド化触媒を混合しその溶液を流延する方法、③上記ポリアミド酸を含む溶液を流延する前にイミド化触媒と脱水剤を混合しその溶液を流延する方法、④上記ポリアミド酸溶液を流延する前に

WO 2005/082594 PCT/JP2005/003240

剥形剤を混合しその溶液を流延する方法などが採用される。そこで、イミド化触媒、脱水剤、剥形剤についてまず説明する。

本工程におけるイミド化触媒としては、例えばトリメチルアミン、トリエチルアミン、トリブチルアミンなどの脂肪族第3級アミン類、ジメチルアニリンなどの芳香族第3級アミン類、ピリジン、イソキノリン、ピコリンなどの複素環式第3級アミン類などが用いられる。脱水剤としては、無水酢酸などの脂肪族酸無水物や芳香族酸無水物などが挙げられる。剥形剤としては、例えば酢酸等を用いることができる。

5

20

25

イミド化触媒や脱水剤、剥形剤をポリアミド酸有機溶媒溶液と混合する 10 前にフィルター等にて不溶解原料や混入異物を取り除く工程設けることが フィルム中の異物・欠陥を減少させる上で好ましい。上記フィルターの目 開きは、取得フィルム厚みの1/2、好ましくは1/5、更に好ましくは 1/10 が良い。

ポリアミド酸溶液にイミド化触媒だけを混合する割合については、ポリ 15 アミド酸を構成する構造式に依存するが、イミド化触媒/ポリアミド酸中 アミド基モル数= $10\sim0.01$ が好ましい。更に好ましくは、イミド化 触媒/ポリアミド酸中アミド基モル数= $5\sim0.5$ が好ましい。

ポリアミド酸に対して脱水剤及びイミド化触媒を混合させる場合の含有量は、ポリアミド酸を構成する構造式に依存するが、脱水剤モル数/ポリアミド酸中アミド基モル数=10~0.01が好ましく、イミド化触媒/ポリアミド酸中アミド基モル数=10~0.01が好ましい。更に好ましくは、脱水剤モル数/ポリアミド酸中アミド基モル数=5~0.5が好ましく、イミド化触媒/ポリアミド酸中アミド基モル数=5~0.5が好ましく、イミド化触媒/ポリアミド酸中アミド基モル数=5~0.5が好ましい。なお、この場合には、アセチルアセトン等の反応遅延剤を併用しても良い。また、ポリアミド酸に対する脱水剤及び触媒の含有量は、0℃にてポリアミド酸と脱水剤・触媒混合物とが混合されてから粘度上昇が始まるまでの時間(ポットライフ)から決定しても良い。一般にはポットライフが0.1分~120分、さらに好ましくは0.5分~60分が好ましい

また、本発明を阻害しない範囲内で、熱安定剤、酸化防止剤、紫外線吸収剤、帯電防止剤、難燃剤、顔料、染料、脂肪酸エステル、有機滑剤(例えばワックス)などが通常添加される程度添加されてもよい。また、表面の易滑性や耐磨耗性、耐スクラッチ性等を付与するために、クレー、マイカ、酸化チタン、炭酸カルシウム、カリオン、タルク、湿式または乾式シリカ、コロイド状シリカ(コロイダルシリカ)、リン酸カルシウム、リン酸水素カルシウム、硫酸バリウム、アルミナおよびジルコニア等の無機粒子、アクリル酸類、スチレン等を構成成分とする有機粒子等を添加したり、ポリエステル重合反応時に添加する触媒等によって析出する、いわゆる内部粒子を含有していてもよいし、界面活性剤を含有していてもよい。

5

10

15

20

尚、本願発明では用いるポリイミドフィルムの弾性率が高い程、配向制御が行い易く、弾性率はポリイミドフィルムの組成だけによらず製造過程等にも大きく依存する。その為、生産後のポリイミドフィルムのMD方向及び、TD方向(MD方向に対して垂直方向)の弾性率を測定して、その値の平均値をフィルムの弾性率と定義すると、フィルムの弾性率が4.0GPa以上7.0GPa以下であることがポリイミドフィルムの配向制御を行う上で好ましい。弾性率が高い程、ポリイミドフィルムの配向が進みやすい。本願発明ではこのような弾性率を発現するポリイミドフィルムであることが好ましく、このような構造は、ポリイミドフィルムに用いる酸二無水物もしくはジアミンを適宜選定する、或いは、用いるモノマーを適宜選んだ後に重合処方を適宜変更する、更には、弾性率を高くするための製造方法(ベルト部位での乾燥方法、テンター炉内の温度等)を適宜選定することにより達成される。

25 このようにして得られた組成物を、支持体上に連続的に流延・塗布する。支持体としては、該溶液樹脂により溶解することが無く、該合成樹脂溶液の有機溶剤溶液を除去するために要する加熱にも耐えうる支持体であればどのような支持体でも用いることができる。特に好ましくは、金属板を

15

20

25

繋ぎ合わせて作製した、エンドレスベルトもしくは金属ドラムが溶液状 の塗布液を乾燥させる上で好ましい。尚、エンドレスベルトもしくはドラ ムの材質は、金属が好ましく用いられ中でも、SUS材が好ましく用いら れる。表面には、クロム、チタン、ニッケル、コバルト等の金属にてメッ キを施したものを用いることで表面上の溶剤の密着性が向上する、或いは 5 、乾燥した合成樹脂フィルムが剥離しやすくなるのでメッキ処理を施すこ とが好ましい。エンドレスベルト、金属ドラム上は平滑な表面を有するこ とが好ましいが、エンドレスベルト上もしくは金属ドラム上には無数の凸 凹を作製して用いることも可能である。エンドレスベルトもしくは金属ド ラム上に加工される凸凹の直径は $0.1 \mu m \sim 100 \mu m$ で深さが 0.110 $\sim 1~0~0~\mu$ mであることが好ましい。金属表面に凸凹を作製することで合 成樹脂フィルムの表面に微細な突起を作製することが可能となり、該突起 によりフィルム同士の摩擦による傷の発生、もしくは、フィルム同士のす べり性を向上させることが可能となる。

本願発明におけるゲルフィルムとは、高分子と有機溶剤を含有した有機溶剤溶液を加熱・乾燥させて一部の有機溶剤もしくは反応生成物 (これらを残存成分と称する) が高分子フィルム中に残存している高分子樹脂フィルムをゲルフィルムと称する。ポリイミドフィルムの製造工程においては、ポリアミド酸溶液を溶解している有機溶剤、イミド化触媒、脱水剤、反応生成物 (脱水剤の吸水成分、水) がゲルフィルム中の残存成分として残る。ゲルフィルム中に残存する残存成分割合は、該ゲルフィルム中に存在する完全乾燥合成樹脂重量 a (g) に対して残存する残存成分重量

b (g) を算出した際に、残留成分割合 c は下記の算出式で算出される値であり、該残存成分割合が 500%以下であることが好ましく、さらに好ましくは 25%以上 200%以下、特に好ましくは 30%以上 150%以下であることが好ましい。

 $c = b / a \times 100 \cdot \cdot \cdot (式1)$

500%以上の場合にはハンドリング性が悪く、しかも溶媒除去時の

溶媒量が多くなるとフィルムの縮みが大きく配向の制御が難しくなるので好ましくない。また、残留成分割合が、25%以上であることが、ポリイミドフィルムの配向がMD方向に向き易く、幅方向のフィルムの物性値が安定しやすくなるため好ましい。

5 完全乾燥合成樹脂重量 a と残存成分重量 b の算出方法は、100 mm× 100 mmのゲルフィルム重量 d を測定した後に、該ゲルフィルムを 300℃のオーブン中で20分乾燥した後、室温まで冷却後、重量を測定 し完全乾燥合成樹脂重量 a とする。残存成分重量 b は、ゲルフィルム重量 d と完全乾燥合成樹脂重量 a から b = d - a の算出式より算出される。

がルフィルムを製造する工程において、支持体上で加熱・乾燥させる際の温度・風速・排気速度は残存成分割合が上記範囲内になるように決定することが好ましい。特に、ポリイミドフィルムの製造過程においては50~200℃の範囲の温度で高分子と有機溶剤を含有した有機溶剤溶液を加熱・乾燥させることが好ましく、特に好ましくは50~180℃で加熱・乾燥させることが好ましい。尚、乾燥時間は、1~300分の範囲内で乾燥させ、多段式の温度管理で乾燥させることが好ましい。

(B) 工程

20

25

(B) 工程は、ゲルフィルムを支持体から引き剥がし連続的にゲルフィルムの両端を固定する工程である。本願発明における、ゲルフィルムの端部を固定する工程とは、ピンシート、クリップ等の一般にフィルムの製造装置において用いられる把持装置を用いてゲルフィルムの端部を把持する工程である。なお、本願発明でいう両端を固定する部位としては、例えば図1の1に記載している、フィルム搬送装置に取り付けられた端部把持装置(ピンシートもしくはクリップ)でフィルム端部を把持し始める部位(図1の7)を挙げることができる。

後述する(C)工程においての少なくとも一部においてTD方向の張力が実質的に無張力となるように固定する方法として、この(B)工程の、ゲルフィルムの端部を固定する際に、TD方向の張力が実質的に無張力と

なるように固定してもよい。フィルムを固定する段階で、TD方向の張力が実質的に無張力となるように行い、そのまま(C)工程へ送る方法である。具体的には、端部を固定する際に、フィルムを弛ませて固定するのである。

5 (C) 工程

10

15

20

(C) 工程は、フィルムの両端を固定しながら加熱炉内を搬送する工程である。本発明においては、この(C) 工程の少なくとも一部においてフィルム幅方向(TD方向)の張力が実質的に無張力となるように固定されて搬送することが、MD方向に配向が制御された合成樹脂フィルムを得るという点で重要である。

ここで、TD方向の張力が実質的に無張力であるとは、フィルムの自重による 張力以外に、機械的なハンドリングによる引っ張り張力がTD方向にかからない ことを意味している。実質的にはフィルムの両端部固定端の距離(図2の8)よ りも両端部固定端間のフィルムの幅(図2の9)が広いことを意味しており、そ のような状況下でのフィルムを実質的に無張力下のフィルムと言う。図2を用い で説明すると、フィルムは、把持装置によって固定され、このとき図2の8の長 さが両端部固定装置端の距離である。通常は、フィルムの両端はピンと張力がか かった状態であり、このとき、両端部固定端距離8と両端部固定端間のフィルム の幅9は同じである。本発明においては、図2のように、両端部固定端距離8と この間のフィルムの幅9は異なり、両端部固定端の距離が小さくなっている。具 体的には、フィルムは弛ませて固定されているのである。特に、MD方向の分子 配向を制御しやすいという点から、両端部固定端の距離8をX、両端部固定端間 のフィルムの幅9をYとしたとき、XとYが下記式を満足するように固定されて いることが好ましい。

25 20.0≥(Y-X)/Y×100>0.00・・・・(式2)
 (Y-X)/Y×100 (これを便宜上TD収縮率という場合がある)を上記範囲以上に大きくすると、フィルムの弛みを安定的に制御することが難しくなり、弛み量が進行方向に対して変化する場合がある。また場合に

20

よってはフィルムの弛みによる端部把持装置からの脱落が生じ、安定したフィルムの製造ができない場合がある。さらに好ましくは

15. $0 \ge (Y-X)$ / $Y \times 100 > 0.00$ である。特に好ましくは 1 0. $0 \ge (Y-X)$ / $Y \times 100 > 0.00$ である。

5 本発明においては、(C)工程における加熱炉の入り口において、TD 方向の張力が実質的に無張力となるように固定されていることが、フィル ム全幅においてMD方向に配向軸を向けてフィルムを製造する点から好ま しい。加熱炉の入り口において、TD方向の張力が実質的に無張力となる ように固定されて搬送するには、前述の(B)工程の、ゲルフィルムの端 3 部を固定する際に、TD方向の張力が実質的に無張力となるように固定し 、そのまま(C)工程に送る方法(第一の方法)の他に、(B)工程の後 、一旦両端部固定端の距離を縮める操作(図1記載の方式)を行って、(C)工程に送る方法(第二の方法)が挙げられる。第一の方法は、ゲルフィルムの両端を固定する際に、式(2)を満たすように固定する方法が好 ましく、第二の方法は、式(2)を満たすように固定端の距離を縮めるこ とが好ましい。

第一の方法もしくは、第二の方法を行った後に、さらに、(C)工程の加熱炉に入った後、両端部固定端の距離を縮める操作を行ってもよい(第三の方法)。 第三の方法では、両端部固定端の距離を縮める操作は300℃以下、さらには250℃以下、特には200℃以下の温度範囲で行うことが好ましい。300℃より高い温度領域において第三の操作を行った場合には、フィルムの配向を制御しにくくなる傾向にあり、特にフィルム端部での配向が制御しにくくなる傾向にある。

以上本願発明では、ゲルフィルムに温度がかかる直前にTD方向の張力が実質 25 的に無張力である状態を経由することが重要である。

(C) 工程では、フィルムが乾燥し、さらにイミド化反応が進むためフィルムはある程度収縮する。従って、加熱炉の入り口で、TD方向の張力が実質的に無張力となるように固定して搬送すると、その後、加熱による

フィルムの収縮によって、フィルム幅が小さくなるので、両端部固定端 距離と両端部固定端間のフィルムの幅は同じとなり、しわのないフィルム が製造できるのである。

本発明においては、(C) 工程において、(C-2) フィルムをTD方 向に引き延ばす工程を含んでいてもよい。この(C-2) 工程をさらに含むことで、フィルムの配向度を制御することが可能となる。配向度とは、フィルムの分子の配向度合いを示す指標である。以下に配向度合いとして用いるMOR並びにMOR-cについて説明する。フィルム状またはシート状に成形された試料に、マイクロ波を照射した場合、マイクロ波の吸収 強度は試料の異方性に依存する。つまり、360°の全方向に渡ってマイクロ波透過強度を測定することで、透過強度の極座標(配向パターン)を求めることができる。この透過強度の極座標の長軸と短軸の比から算出される値がMORである。また、本特許ではMORを、分子配向状態を示す配向度と定義する。なお、上記配向パターンから、配向角および異方性の 程度を知ることができる。

MOR値の測定は、王子計測機器製マイクロ波分子配向計 MOA2012A型を用い測定することができる。

尚、MOR-cはMORを厚み変換した値である。配向度は厚みに比例するため、本測定器で得られるMORを下式(3)を用いて厚みを

20 75 μ mに換算したものをMOR-cと定義する。

 $MOR-c = (t c / t \times (MOR-1)) + 1 \cdot \cdot \cdot \vec{x}$ (3)

ここで、t =試料の厚み

tc=補正したい基準厚さ($75\mu m$)

MOR=上述の測定により得られた値

25 MOR-c=補正後のMOR

上記式中、75をtcに代入して、補正後のMOR値を求める。得られた MCR-cの値は、MOR-cが、1.000に近いほど配向度の小さい等方 的フィルムであることを表す。

5

等方的に近く配向度の小さいフィルム程、MD方向とTD方向の物性値の 違いを無くすことができ、例えば合成樹脂フィルムの使用方向を考慮せずに 使用することが可能な合成樹脂フィルムを生産することができる利点がある

具体的には、MD配向した合成樹脂フィルムでしかも、より小さい配向 度を示す合成樹脂フィルムを得たい時には、(C-2)工程を含む製造方 法とすればよい。

本発明における、(C-2)フィルムをTD方向に引き延ばす工程は、
(C-1)工程を経た後、加熱炉の中で、フィルムをTD方向に引き延ば
10 す工程である。(C-1)工程で、フィルム幅方向(TD方向)の張力が
実質的に無張力となるように固定されて搬送するが、加熱炉内でフィルム
が加熱されると、フィルムはある程度収縮する。収縮してフィルムの弛み
がなくなった後、フィルムをTD方向に引き延ばすのである。引き延ばす
量(これを便宜上膨張率という)は、引き延ばす前のTD方向の両端部固
た際の両端部固定端の幅をW(図1の12)としたとき、下記式を満たす
ことが好ましい。

 $40.0 \ge (W-Z)/Z \times 100 > 0.00 \cdot \cdot \cdot \cdot (式4)$

(W-Z)/Z×100 (これを便宜上TD膨張率という場合がある)を 20 上記範囲以上に大きくすると、フィルムの分子配向軸をMD方向に制御す ることが難しくなる場合がある。さらに好ましくは

30.0 \ge (W-Z) / Z×100>0.00である。特に好ましくは 20.0 \ge (W-Z) / Z×100>0.00である。

(C-2) 工程は、フィルムの把持幅を徐々に広げながらTD方向にフィ 25 ルムを引き伸ばせばよい。さらに、必要に応じて(C-2) 工程以降に再 度収縮を行ってもよく、さらに、フィルム幅を広げることも可能であり、 収縮量、拡大量に関しては適宜選定することが好ましい。

(C-2) 工程を行う温度は、耐熱性に優れるポリイミドフィルムの場合には

WO 2005/082594 PCT/JP2005/003240

、300℃以上500℃以下、特に好ましくは350℃以上480℃以下がポリイミドフィルムの弾性率が低下してフィルムを引き伸ばしやすくなるので好ましい。尚、上記温度では、フィルムが軟化して伸びきってしまう場合がある。その場合には、上記範囲以外の温度を適宜設定することが好ましい。

5 さらに、(C-2)工程においては、TD膨張率を調整することによって、MD配向した状態でフィルムの配向度を小さくできる。つまり、

(C-2) 工程においてフィルムを引き伸ばすことによりフィルムの配向 度を自在に制御することができる。

10

15

20

本願発明においては、(C-1)工程での収縮及び、(C-2)工程での引き伸ばし、更には、搬送する際のMD方向のフィルム張力、ゲルフィルムの残存成分重量、加熱温度を適宜調節して、MD方向に配向が制御されたフィルムを製造すればよい。また、合成樹脂フィルムがポリイミドフィルムである場合は、化学イミド化を行うか、熱イミド化を行うかにより、フィルムの加熱温度、加熱時間が全く異なるが、熱イミド化の場合であっても、本願発明の方法内での制御を行えば、目的とするフィルムを得ることができる。

本願発明に好適に用いられる加熱炉は、フィルム上面もしくは下面、或いは、両面から60℃以上の熱風をフィルム全体に噴射して加熱する方式の熱風炉、もしくは、遠赤外線を照射してフィルムを焼成する遠赤外線発生装置を備えた遠赤外線炉が用いられる。加熱工程においては、段階的に温度を上げて焼成することが好ましく、その為に、熱風炉、もしくは、遠赤外線炉、もしくは、熱風炉と遠赤外線炉を混在させながら数台連結して焼成する段階式の加熱炉を用いることが好ましい。

上記焼成過程において本願発明では、ポリイミドフィルムの製造工程に 25 おいては、ゲルフィルムを把持し、炉内に搬送した際の最初に与えられる 加熱温度は、300℃以下が好ましく、さらに60℃以上250℃以下で あることが好ましく、特に好ましくは100℃以上200℃以下であることが、MD方向に配向が制御された合成樹脂フィルムを得やすい点から好

5

10

15

20

25

ましい。具体的には、2以上の複数の加熱炉内を搬送させ、第一の加熱炉(図1の2)の温度を300 C以下とすることが好ましい。また、他の合成樹脂フィルムに適応させる場合には、合成樹脂フィルムの種類及び溶剤の揮発温度を考慮して決定することが好ましい。特に、ゲルフィルム中に含まれる溶剤の沸点を調査し、該溶剤の沸点よりも100 C高い温度以下の温度で管理することが望ましい。

ポリイミドフィルムの製造において、炉内に搬送した際の最初に与えら れる加熱温度が300℃より高い場合には、ボーイング現象(フィルムの 収縮の影響で中央部がフィルムの端部よりも早く加熱炉内部に搬送される ため、端部に強い分子配向状態が発生する現象)が発生しフィルムの端部 の配向軸をMD方向に制御しにくくなる傾向にある。ポリイミドフィルム の焼成の際には、2番目の炉(図1の3)の温度は1番目の炉(図1の2)の温度プラス50℃以上、1番目の炉の温度プラス300℃以下に設定 することが好ましい。特に好ましくは、1番目の炉の温度プラス60℃以 上、1番目の炉の温度プラス250℃以下に設定することがポリイミドフ イルムの分子配向軸をMD方向に制御する上で好ましい。それ以降の炉の 温度は、通常のポリイミドフィルムの製造に用いられる温度にて、焼成す ることが好ましい。但し、1番目の炉(図1の2)の温度が60℃以下の 場合には、次ぎの炉(図1の3)の温度を100℃以上、250℃以下の 温度に設定することが好ましい。1番目の炉(図1の2)の温度が60℃ 以下の場合に2炉の温度を上記温度に設定することで、分子配向軸を制御 したポリイミドフィルムの製造が可能となる。また、初期温度及び次炉の 温度は上記のように設定することが好ましいが、それ以外の温度は通常の ポリイミドフィルムの製造に用いられる焼成温度にて焼成することが好ま しい。例えば、その一例として、ポリイミドフィルムの焼成には最高

600℃までの温度に段階的に焼成し、室温まで徐々に冷却する方法等を 用いることができる。最高焼成温度が低い場合には、イミド化率が完全で ない場合があり充分に焼成することが必要となる。 炉内に搬送される際のゲルフィルムに与えるMD方向に与えられる張力はフィルム1mあたりにかけられる張力(荷重)を算出することで、1~20kg/mであることが好ましく、更に好ましくは1~15kg/m、特に好ましくは1~10kg/mであることが好ましい。張力が1kg/m以下の場合にはフィルムを安定して搬送することが難しく、フィルムを把持して安定したフィルムが製造しにくくなる傾向にある。また、フィルムにかける張力が20kg/m以上の場合には、特に、フィルムの端部においてMD方向に分子配向を制御しにくく、しかも、フィルム端部の配向度が中央部位よりも大きくなり、全幅均一な配向度に制御することが難しくなる傾向にある。炉内に搬送されるゲルフィルムに与える張力発生装置としては、ゲルフィルムに荷重をかける荷重ロール、ロールの回転速度を調整して荷重を変化させるロール、ゲルフィルムを2つのロールで挟み込み張力の制御を行うニップロールを用いる方式等の種々の方法を用いてゲルフィルへの張力を調整することができる。

5

10

25

15 尚、フィルムに与える張力はポリイミドフィルムの厚みにより上記範囲内で適宜調整することが好ましい。フィルム厚みとしては、 $1\sim 200\mu$ mの厚みが好ましく、特に好ましくは $1\sim 100\mu$ mであることがポリイミドフィルムを成形する上で好ましい。フィルムの厚みが 200μ m以上の場合にはフィルムに発生する収縮応力が大きくなり、本願方法を適応しても、ポリイミドフィルムの配向度をMD方向に制御できない場合があるので好ましくない。

本発明の製造方法を用いれば、MD方向に分子が配向した合成樹脂フィルムを得ることができる。MD方向に分子が配向しているか否かは、分子配向計を用いることで確認できる。本発明の製造方法により得られるフィルムの分子配向は、王子計測機器株式会社製分子配向計MOA2012Aを用いてフィルムの配向を測定した場合に、分子配向角が0±25°以下となっていることが好ましい。分子配向角が0°とは、分子配向軸がMD方向(フィルムの機械的送り方向)に向いていることを意味する。上記範

WO 2005/082594 PCT/JP2005/003240

囲内に分子配向軸を制御することでMD方向の弾性率が向上し、線膨張係数値が小さくなり、ポリイミドフィルムの寸法安定性が良くなる。また、上記角度範囲を越えると、フィルムの斜め方向への線膨張係数が大きくなり、しかも、同一方向の弾性率も低下するのでフィルムを加熱しながら金属箔を積層する工程に用いた場合に、斜め方向の寸法変化量(パターニング前後、FPC加熱前後)が大きくなり寸法安定性が低下するので好ましくない。

5

10

15

20

25

また、本発明の製造方法を用いれば、全幅においてMD方向に分子が配向した合成樹脂フィルムを得ることができる。本願発明におけるフィルムの全幅においてMD方向に分子が配向した状態とは、図3に示すように、フィルム幅が800mm以上であるフィルムでは、両端が含まれるよう、少なくとも等間隔に7点サンプルを採取する。フィルム幅が800mmに満たないフィルムは、両端が含まれるよう、少なくとも等間隔に5点サンプルを採取する。この方法は、厳密には全幅において測定していないが、このように採取したサンプルすべてにおいて分子配向角が0±25°以下を満たせば、厳密に全幅においてサンプルを測定した場合にも分子配向角が0±25°以下を満たせば、厳密に全幅においてサンプルを測定した場合にも分子配向角が0±25°以下を満たせて、数でに全幅においてサンプルを測定した場合にも分子配向角が0±25°以下を満たすフィルムのことをいう。

本発明における合成樹脂フィルムは、本発明の製造方法による得られる合成樹脂フィルムの片面もしくは両面に、他の1層以上のポリマー層を塗布して用いてもよい。例えば、熱可塑性ポリイミド、ポリエステル、ポリオレフィン、ポリアミド、ポリ塩化ビニリデンおよびアクリル系ポリマーを直接、あるいは接着剤などの層を介して積層してもよい。また、ポリイミドフィルムの場合は、例えば、熱可塑性ポリイミド層を形成するための溶液(熱可塑性ポリイミド樹脂またはその前駆体であるポリアミド酸を含む溶液)と耐熱性ポリイミド樹脂なための溶液(耐熱性ポリイミド樹脂の前駆体であるポリアミド酸を含む溶液)を、同時に1以上のスリットロより支持体表面に同時に塗布し、ゲルフィルムを作製して焼成する形態でも良い。

また、本発明の合成樹脂フィルムの製造方法においては、流延・塗布する高分子樹脂溶液を1層以上同時にもしくは、支持体上で順次重ね合わせるように塗布して合成樹脂フィルムの積層体を作製することもできる。さらに、ポリイミドフィルムの場合は、ポリイミドのゲルフィルムを作製した後に、フィルムをポリアミド酸溶液に浸漬する、或いは、イミド溶液中に浸漬する、もしくは、フィルムの表面にコーターを用いてポリアミド酸溶液もしくはポリイミド溶液を塗布する方法で作製したポリイミドゲルフィルムを焼成する形態でフィルムを作製しても良い。

本発明の製造方法により得られる合成樹脂フィルムは、必要に応じて、 10 熱処理、成形、表面処理、ラミネート、コーティング、印刷、エンボス加 工、エッチングなどの任意の加工を行ってもよい。

本発明の製造方法により得られる合成樹脂フィルムの用途は、特に限定されないが、フレキシブルプリント基板用途、TAB用テープ基板あるいは高密度記録媒体用ベースフィルム等の電気・電子機器基板用途、磁気記録媒体用途、電気絶縁用途などに特に好適に用いられる。

以下、実施例により本発明を具体的に説明するが、本発明はこれら実施例のみに限定されるものではない。特に、本願発明ではポリイミドフィルムの製造方法における実施例を記載する。

20 〔実施例〕

15

(弾性率の測定)

取得したフィルムの中央部位のMD方向(フィルムの搬送方向)及びTD 方向(MD方向に垂直な方向)の弾性率をJIS C2318の

6.3.3に準拠した方法で島津製作所株式会社製 AUTOGRAPH 25 (型番AGS-J)を用いて測定して、MD方向及びTD方向の弾性率の 測定結果より下記算出式にてフィルムの弾性率を求めた。

フィルムの弾性率= ((MD方向の弾性率) + (TD方向の弾性率)) ÷ 2 (式5) (配向度、配向角の測定)

図3に示すように、フィルム幅が800mm以上であるフィルムでは、両端が含まれるよう、少なくとも等間隔に7点サンプルを採取する。フィルム幅が800mmに満たないフィルムは、両端が含まれるよう、少なくとも等間隔に5点サンプルを採取する。このサンプルを王子計測機器製マイクロ波分子配向計MOA2012A型を用い測定を行い、フィルムの配向度及び配向角を求めた。

(実施例1)

5

本実施例では、N, N' ージメチルフォルムアミド (DMF) 中で、4
10 , 4' ージアミノジフェニルエーテル (ODA) 50モル%と、パラフェニレンジアミン (pーPDA) 50モル%、pーフェニレンビス (トリメリット酸モノエステル酸無水物) (TMHQ) 50モル%、ピロメリット酸二無水物 (PMDA) 50モル%を該比率でこの順で添加して重合してポリアミド酸溶液を合成した。該ポリアミド酸溶液に、アミド酸当量に対して、2.0倍当量の無水酢酸と1.0倍当量のイソキノリンを添加し、

- 15 して、2.0倍当量の無水酢酸と1.016日里のインマンテンを表現し、 焼成後 20μ mとなる厚さで、1100mm幅でエンドレスベルト上にキャストし、100C~150Cで熱風乾燥し、自己支持性を有する残存成分割合が54重量%のゲルフィルムを得た。その後ベルト上から引き剥がした。引き剥がしたゲルフィルムには張力として、MD方向に対して
- 20 8 k g/mの張力をかけた状態でテンター炉内に搬送して焼成を行った。 尚、本実施例では、175 $^{\circ}$ $^{\circ}$ の熱風オーブン(以下175 $^{\circ}$ $^{\circ}$ $^{\circ}$ にかう)、325 $^{\circ}$ の熱風オーブン(以下325 $^{\circ}$ $^{\circ}$ $^{\circ}$ たもいう)、450 $^{\circ}$ の熱風オーブン(以下450 $^{\circ}$ $^{\circ}$ たもいう)、510 $^{\circ}$ の遠赤外線炉(以下510 $^{\circ}$ $^{\circ}$ $^{\circ}$ な通過させ焼成した。
- グルフィルムはTD方向の両端部をピン巾1000mmで弛み無く固定し、ゲルフィルムを搬送しながら炉入り口の固定端間を956mm(ゲルフィルム幅1000mm)、175℃炉と325℃炉の間の固定端間を956mm、325℃と450℃炉の間の固定端間を956mm、

510 ℃遠赤外線炉の出口の固定端間を956 mm、炉出口の固定端間を956 mmに設定して炉の内部にポリイミドフィルムを搬送させてポリイミドフィルムを作製した。ポリイミドフィルムは、固定を外して巻き取る際に端部スリットを行って940 mm幅のフィルムを取得した。このようにしてできたポリイミドフィルムの配向角、配向度を測定した。実験結果を表1、表2に記載する。分子配向軸の測定結果、フィルム全幅で分子配向軸の角度が $0\pm25^\circ$ に制御されたMD配向ポリイミドフィルムが作製できることが明らかになった。得られたポリイミドフィルムの弾性率は6.0 GP a であった。

10 (実施例2)

5

本実施例1で使用したポリアミド酸溶液と実施例1と同量の無水酢酸及び イソキノリンを混合し、焼成後20μmとなる厚さで、1100mm幅で エンドレスベルト上にキャストし、100℃~150℃で熱風乾燥し、自 己支持性を有する残存成分割合が54重量%のゲルフィルムを得た。その 後ベルト上から引き剥がした。引き剥がしたゲルフィルムには張力として 15 、MD方向に対して8kg/mの張力をかけた状態でテンター炉内に搬送 して焼成を行った。尚、本実施例では、190℃の熱風オーブン(以下 190℃炉ともいう)、400℃の熱風オーブン(以下400℃炉ともい う)、450℃の熱風オーブン、510℃の遠赤外線炉を通過させ焼成し た。ゲルフィルムはTD方向の両端部をピン巾1000mmで弛み無く固 20 定し、ゲルフィルムを搬送しながら炉入り口の固定端間を956mm(ゲ ルフィルム幅1000mm)、190℃炉と400℃炉の間の固定端間を 956 mm、400℃と450℃炉の間の固定端間を956 mm、510 ℃遠赤外線炉の出口の固定端間を956mm、炉出口の固定端間を956 mmに設定して炉の内部にポリイミドフィルムを搬送させてポリイミドフ 25ィルムを作製した。ポリイミドフィルムは、固定を外して巻き取る際に端 部スリットを行って940mm幅のフィルムを取得した。このようにして できたポリイミドフィルムの配向角、配向度を測定した。実験結果を表 1

、表2に記載する。分子配向軸の測定結果、フィルム全幅において分子 配向軸の角度が0±25°に制御されたMD配向ポリイミドフィルムが作 製できることが明らかになった。得られたポリイミドフィルムの弾性率は 6. 0 G P a であった。

(実施例3) 5

10

15

20

25

本実施例1で使用したポリアミド酸溶液と実施例1と同量の無水酢酸及び イソキノリンを混合し、焼成後20μmとなる厚さで、820mm幅でエ ンドレスベルト上にキャストし、100℃~120℃で熱風乾燥し、自己 支持性を有する残存成分割合が60重量%のゲルフィルムを得た。その後 ベルト上から引き剥がした。引き剥がしたゲルフィルムには張力として、 MD方向に対して2kg/mの張力をかけた状態でテンター炉内に搬送し て焼成を行った。尚、本実施例では、130℃の熱風オーブン(以下 130℃炉ともいう)、260℃の熱風オーブン(以下260℃炉ともい う)、360℃の熱風オーブン(以下360℃炉ともいう)、450℃の 熱風オーブン、515℃の遠赤外線炉(以下515℃遠赤外線炉ともいう) を通過させ焼成した。ゲルフィルムはTD方向の両端部をピン巾800 mmで弛み無く固定し、ゲルフィルムを搬送しながら炉入り口の固定端間 を 7 6 9 mm (ゲルフィルム幅 8 0 0 mm) 、 1 3 0 ℃炉と 2 6 0 ℃炉の 間の固定端間を769mm、260℃と360℃炉の間の固定端間を 769mm、360℃と450℃炉の間の固定端間を769mm、515 ℃遠赤外線炉の出口の固定端間を769mm、炉出口の固定端間を769 mmに設定して炉の内部にポリイミドフィルムを搬送させてポリイミドフ ィルムを作製した。ポリイミドフィルムは、固定を外して巻き取る際に端 部スリットを行って740mm幅のフィルムを取得した。このようにして できたポリイミドフィルムの配向角、配向度を測定した。実験結果を表1 、表2に記載する。分子配向軸の測定結果、フィルム全幅において分子配 向軸の角度が0±25°に制御されたMD配向ポリイミドフィルムが作製 できることが明らかになった。得られたポリイミドフィルムの弾性率は6

. 1 G P a であった。

(実施例4)

WO 2005/082594

本実施例1で使用したポリアミド酸溶液と実施例1と同量の無水酢酸及び イソキノリンを混合し、焼成後20μmとなる厚さで、850mm幅でエ ンドレスベルト上にキャストし、100℃~120℃で熱風乾燥し、自己 5 支持性を有する残存成分割合が60重量%のゲルフィルムを得た。その後 ベルト上から引き剥がす。引き剥がしたゲルフィルムには張力としてMD 方向に対して2kg/mの張力をかけた状態でテンター炉内に搬送して焼 成を行った。尚、本実施例では、130℃の熱風オーブン、260℃の熱 風オーブン、360℃の熱風オーブン、450℃の熱風オーブン、515 10 ℃の遠赤外線炉を通過させ焼成した。ゲルフィルムはTD方向の両端部を ピン巾820mmで弛み無く固定し、ゲルフィルムを搬送しながら炉入り 口の固定端間を765mm (ゲルフィルム幅820mm)、130℃炉と 260℃炉の間の固定端間を765mm、260℃と360℃炉の間の固 定端間を765mm、360℃と450℃炉の間の固定端間を765mm 15 、515℃遠赤外線炉の出口の固定端間を765mm、炉出口の固定端間 を765mmに設定して炉の内部にポリイミドフィルムを搬送させてポリ イミドフィルムを作製した。ポリイミドフィルムは、固定を外して巻き取 る際に端部スリットを行って740mm幅のフィルムを取得した。このよ うにしてできたポリイミドフィルムの配向角、配向度を測定した。実験結 20 果を表1、表2に記載する。分子配向軸の測定結果、フィルム全幅におい て分子配向軸の角度が0±25°に制御されたMD配向ポリイミドフィル ムが作製できることが明らかになった。得られたポリイミドフィルムの弾 性率は6.1GPaであった。

25 (実施例5)

本実施例1で使用したポリアミド酸溶液と実施例1と同量の無水酢酸及びイソキノリンを混合し、焼成後20 μ mとなる厚さで、1100 μ mになる厚さで、1100 μ mになる厚さで、150 μ mになるに、100 μ mになるに、100 μ mに対し、100 μ mに対し、100

5

10

15

己支持性を有する残存成分割合が 54 重量%のゲルフィルムを得た。その後ベルト上から引き剥がした。引き剥がしたゲルフィルムには張力として、MD 方向に対して 4 k g /m の張力をかけた状態でテンター炉内に搬送して焼成を行った。尚、本実施例では、160 $^{\circ}$ の熱風オーブン、

(実施例6)

20 本実施例1使用したポリアミド酸溶液と実施例1と同量の無水酢酸及びイソキノリンを混合し、焼成後20 μ mとなる厚さで、1100mm幅でエンドレスベルト上にキャストし、100 $\mathbb{C}\sim$ 150 \mathbb{C} で熱風乾燥し、自己支持性を有する残存成分割合が54重量%のゲルフィルムを得た。その後ベルト上から引き剥がした。引き剥がしたゲルフィルムには張力として、MD方向に対して5kg/mの張力をかけた状態でテンター炉内に搬送して焼成を行った。尚、本実施例では、160 \mathbb{C} の熱風オーブン(以下160 \mathbb{C} 炉ともいう)、300 \mathbb{C} の熱風オーブン、400 \mathbb{C} の熱風オーブン、510 \mathbb{C} の遠赤外線炉を通過させ焼成した。ゲルフィルムはTD方向

の両端部をピン巾1000mmで弛み無く固定し、ゲルフィルムを搬送しながら炉入り口の固定端間を960mm(ゲルフィルム幅1000mm)、160℃炉と300℃炉の間の固定端間を960mm、300℃と400℃炉の間の固定端間を960mm、510℃遠赤外線炉の出口の固定端間を960mm、炉出口の固定端間を960mmに設定して炉の内部にポリイミドフィルムを搬送させてポリイミドフィルムを作製した。ポリイミドフィルムは、固定を外して巻き取る際に端部スリットを行って940mm幅のフィルムを取得した。このようにしてできたポリイミドフィルムの配向角、配向度を測定した。実験結果を表1、表2に記載する。分子配向軸の測定結果、フィルム全幅において分子配向軸の角度が0±25°に制御されたMD配向ポリイミドフィルムが作製できることが明らかになった。得られたポリイミドフィルムの弾性率は5.9GPaで

(実施例7)

あった。

5

10

本実施例1で使用したポリアミド酸溶液と実施例1と同量の無水酢酸及び 15 イソキノリンを混合し、焼成後20μmとなる厚さで、1100mm幅で エンドレスベルト上にキャストし、100℃~150℃で熱風乾燥し、自 己支持性を有する残存成分割合が54重量%のゲルフィルムを得た。その 後ベルト上から引き剥がした。引き剥がしたゲルフィルムには張力として 、MD方向に対して6kg/mの張力をかけた状態でテンター炉内に搬送 20 して焼成を行った。尚、本実施例では、160℃の熱風オーブン、300 ℃の熱風オーブン、400℃の熱風オーブン、510℃の遠赤外線炉を通 過させ焼成した。ゲルフィルムはTD方向の両端部をピン巾1000mm で弛み無く固定し、ゲルフィルムを搬送しながら炉入り口の固定端間を 960mm (ゲルフィルム幅1000mm)、160℃炉と300℃炉の 25 間の固定端間を960mm、300℃と400℃炉の間の固定端間を96 0mm、510℃遠赤外線炉の出口の固定端間を960mm、炉出口の固 定端間を960mmに設定して炉の内部にポリイミドフィルムを搬送させ てポリイミドフィルムを作製した。ポリイミドフィルムは、固定を外して巻き取る際に端部スリットを行って940mm幅のフィルムを取得した。このようにしてできたポリイミドフィルムの配向角、配向度を測定した。実験結果を表1、表2に記載する。分子配向軸の測定結果、フィルム全幅において分子配向軸の角度が0±25°に制御されたMD配向ポリイミドフィルムが作製できることが明らかになった。得られたポリイミドフィルムの弾性率は5.9GPaであった。

(実施例8)

5

10

15

20

25

本実施例1使用したポリアミド酸溶液と実施例1と同量の無水酢酸及びイ ソキノリンを混合し、焼成後20μmとなる厚さで、1100mm幅でエ ンドレスベルト上にキャストし、100℃~150℃で熱風乾燥し、自己 支持性を有する残存成分割合が54重量%のゲルフィルムを得た。その後 ベルト上から引き剥がした。引き剥がしたゲルフィルムには張力として、 MD方向に対して8kg/mの張力をかけた状態でテンター炉内に搬送し て焼成を行った。尚、本実施例では、160℃の熱風オーブン、300℃ の熱風オーブン、400℃の熱風オーブン、510℃の遠赤外線炉を通過 させ焼成した。ゲルフィルムはTD方向の両端部をピン巾1000mmで 弛み無く固定し、ゲルフィルムを搬送しながら炉入り口の固定端間を 9 6 0 mm (ゲルフィルム幅 1 0 0 0 mm) 、 1 6 0 ℃炉と 3 0 0 ℃炉の 間の固定端間を960mm、300℃と400℃炉の間の固定端間を 960mm、510℃遠赤外線炉の出口の固定端間を960mm、炉出口 の固定端間を960mmに設定して炉の内部にポリイミドフィルムを搬送 させてポリイミドフィルムを作製した。ポリイミドフィルムは、固定を外 して巻き取る際に端部スリットを行って940mm幅のフィルムを取得し た。このようにしてできたポリイミドフィルムの配向角、配向度を測定し た。実験結果を表1、表2に記載する。分子配向軸の測定結果、フィルム 全幅において分子配向軸の角度が 0 ± 2 5° に制御されたMD配向ポリイ ミドフィルムが作製できることが明らかになった。得られたポリイミドフ ィルムの弾性率は6.0GPaであった。

(実施例9)

本実施例では、N, N-ジメチルフォルムアミド(DMF)中で、4, 4 ・ ージアミノジフェニルエーテル(ODA) 75モル%と、パラフェニレ ンジアミン(p-PDA)25モル%、ピロメリット酸二無水物(PMD 5 A) 100モル%を該比率でこの順で添加して重合してポリアミド酸溶液 を合成した。該ポリアミド酸溶液に、アミド酸当量に対して、2.0倍当 量の無水酢酸と1.0倍当量のイソキノリンを添加し、焼成後20μmと なる厚さで、1100mm幅でエンドレスベルト上にキャストし、100 ℃~150℃で熱風乾燥し、自己支持性を有する残存成分割合が54重量 10 %のゲルフィルムを得た。その後ベルト上から引き剥がした。引き剥がし たゲルフィルムには張力として、MD方向に対して8kg/mの張力をか けた状態でテンター炉内に搬送して焼成を行った。尚、本実施例では、 175℃の熱風オーブン、325℃の熱風オーブン、450℃の熱風オー ブン、510℃の遠赤外線炉を通過させ焼成した。ゲルフィルムはTD方 15 向の両端部をピン巾1000mmで弛み無く固定し、ゲルフィルムを搬送 しながら炉入り口の固定端間を956mm(ゲルフィルム幅1000mm)、175℃炉と325℃炉の間の固定端間を956mm、325℃と 450℃炉の間の固定端間を956mm、510℃遠赤外線炉の出口の固 定端間を956mm、炉出口の固定端間を956mmに設定して炉の内部 20 にポリイミドフィルムを搬送させてポリイミドフィルムを作製した。ポリ イミドフィルムは、固定を外して巻き取る際に端部スリットを行って 940mm幅のフィルムを取得した。このようにしてできたポリイミドフ イルムの配向角、配向度を測定した。実験結果を表1、表2に記載する。 分子配向軸の測定結果、フィルム全幅で分子配向軸の角度が0±25°に 25制御されたMD配向ポリイミドフィルムが作製できることが明らかになっ た。得られたポリイミドフィルムの弾性率は4.2GPaであった。ポリ イミドフィルムの種類を変更しても、ポリイミドフィルムの弾性率が4.

0GPa以上であるポリイミドフィルムであればMD方向に配向したポリイミドフィルムを作製することが可能となる。

(実施例10)

本実施例では、N, N-ジメチルフォルムアミド (DMF) 中で、4, 4

7 ・ -ジアミノジフェニルエーテル (ODA) 45モル%と、パラフェニレンジアミン (p-PDA) 55モル%、ピロメリット酸二無水物 (PMDA) 80モル%、3, 3', 4, 4'・ビフェニルテトラカルボン酸二無水物20モル%を該比率でこの順で添加して重合してポリアミド酸溶液を合成した。該ポリアミド酸溶液に、アミド酸当量に対して、2.0倍当量の低した。該ポリアミド酸溶液に、アミド酸当量に対して、2.0倍当量の無水酢酸と1.0倍当量のイソキノリンを添加し、焼成後20μmとなる厚さで、1100mm幅でエンドレスベルト上にキャストし、100℃~150℃で熱風乾燥し、自己支持性を有する残存成分割合が54重量%のゲルフィルムを得た。その後ベルト上から引き剥がした。引き剥がしたゲルフィルムには張力として、MD方向に対して8kg/mの張力をかけた状態でテンター炉内に搬送して焼成を行った。尚、本実施例では、

175℃の熱風オーブン、325℃の熱風オーブン、450℃の熱風オーブン、510℃の遠赤外線炉を通過させ焼成した。ゲルフィルムはTD方向の両端部をピン巾1000mmで弛み無く固定し、ゲルフィルムを搬送しながら炉入り口の固定端間を956mm(ゲルフィルム幅1000mm

- 20)、175℃炉と325℃炉の間の固定端間を956mm、325℃と 450℃炉の間の固定端間を956mm、510℃遠赤外線炉の出口の固 定端間を956mm、炉出口の固定端間を956mmに設定して炉の内部 にポリイミドフィルムを搬送させてポリイミドフィルムを作製した。ポリ イミドフィルムは、固定を外して巻き取る際に端部スリットを行って
- 25 940mm幅のフィルムを取得した。このようにしてできたポリイミドフィルムの配向角、配向度を測定した。実験結果を表1、表2に記載する。 分子配向軸の測定結果、フィルム全幅で分子配向軸の角度が0±25°に 制御されたMD配向ポリイミドフィルムが作製できることが明らかになっ

た。得られたポリイミドフィルムの弾性率は5.5GPaであった。ポリイミドフィルムの種類を変更しても、ポリイミドフィルムの弾性率が4.0GPa以上であるポリイミドフィルムであればMD方向に配向したポリイミドフィルムを作製することが可能となる。

5 (実施例11)

本実施例1使用したポリアミド酸溶液と実施例1と同量の無水酢酸及びイソキノリンを混合し、焼成後20 μ mとなる厚さで、1100mm幅でエンドレスベルト上にキャストし、100 \mathbb{C} ~140 \mathbb{C} で熱風乾燥し、自己支持性を有する残存成分割合が28重量%のゲルフィルムを得た。その後10ベルト上から引き剥がす。引き剥がしたゲルフィルムには張力としてMD方向に対して8kg/mの張力をかけた状態でテンター炉内に搬送して焼成を行った。尚、焼成条件は、各炉内での焼成時間は、175 \mathbb{C} の熱風オーブン、325 \mathbb{C} の熱風オーブン、450 \mathbb{C} の熱風オーブン、510 \mathbb{C} の遠赤外線炉を通過させ焼成した。

15 ゲルフィルムはTD方向の両端部をピン巾1000mmで弛み無く固定し、ゲルフィルムを搬送しながら炉入り口の固定端間を956mm(ゲルフィルム幅1000mm)、175℃炉と325℃炉の間の固定端間を956mm、325℃と450℃炉の間の固定端間を956mm、510℃遠赤外線炉の出口の固定端間を956mm、炉出口の固定端間を956mmに設定して炉の内部にポリイミドフィルムを搬送させてポリイミドフィルムを作製した。ポリイミドフィルムは、固定を外して巻き取る際に端部スリットを行って940mm幅のフィルムを取得した。このようにしてできたポリイミドフィルムの配向角、配向度を測定した。実験結果を表1、表2に記載する。得られたポリイミドフィルムの弾性率は

25 6.2GPaであった。

(実施例12)

本実施例 1 使用したポリアミド酸溶液と実施例 1 と同量の無水酢酸及びイソキノリンを混合し、焼成後 2 0 μ mとなる厚さで、 1 1 0 0 mm幅でエ

5

ンドレスベルト上にキャストし、100 $^{\circ}$ $^{\circ}$ $^{\circ}$ $^{\circ}$ $^{\circ}$ $^{\circ}$ $^{\circ}$ 風乾燥し、自己支持性を有する残存成分割合が 107 重量%のゲルフィルムを得た。その後ベルト上から引き剥がす。引き剥がしたゲルフィルムには張力としてMD方向に対して 3 $^{\circ}$ $^{\circ}$

ゲルフィルムはTD方向の両端部をピン巾1000mmで弛み無く固定し、ゲルフィルムを搬送しながら炉入り口の固定端間を956mm(ゲルフ

- 10 イルム幅1000mm)、175℃炉と325℃炉の間の固定端間を956mm、510056mm、325℃と450℃炉の間の固定端間を956mm、5100元歳赤外線炉の出口の固定端間を956mm、炉出口の固定端間を956mmに設定して炉の内部にポリイミドフィルムを搬送させてポリイミドフィルムを作製した。ポリイミドフィルムは、固定を外して巻き取る際に端部スリットを行って940mm幅のフィルムを取得した。このようにしてできたポリイミドフィルムの配向角、配向度を測定した。実験結果を表1、表2に記載する。得られたポリイミドフィルムの弾性率は
 - (実施例13)

5. 8GPaであった。

本実施例1で使用したポリアミド酸溶液と実施例1と同量の無水酢酸及びイソキノリンを混合し、焼成後20μmとなる厚さで、900mm幅でエンドレスベルト上にキャストし、100℃~120℃で熱風乾燥し、自己支持性を有する残存成分割合が60重量%のゲルフィルムを得た。その後ベルト上から引き剥がす。引き剥がしたゲルフィルムには張力としてMD方向に対して2kg/mの張力をかけた状態でテンター炉内に搬送して焼成を行った。尚、本実施例では、130℃の熱風オーブン、260℃の熱風オーブン、360℃の熱風オーブン、450℃の熱風オーブン、515℃の遠赤外線炉を通過させ焼成した。ゲルフィルムはTD方向の両端部を

ピン巾820mm、ゲルフィルムの幅を860mmで弛ませた状態で固定し、ゲルフィルムを搬送しながら炉入り口の固定端間を820mm、130℃炉と260℃炉の間の固定端間を820mm、260℃と360℃炉の間の固定端間を820mm、360℃と450℃炉の間の固定端間を820mm、360℃と450℃炉の間の固定端間を820mm、515℃遠赤外線炉の出口の固定端間を820mm、炉出口の固定端間を820mmに設定して炉の内部にポリイミドフィルムを搬送させてポリイミドフィルムを作製した。ポリイミドフィルムは、固定を外して巻き取る際に端部スリットを行って740mm幅のフィルムを取得した。このようにしてできたポリイミドフィルムの配向角、配向度を測定した。実験結果を表1、表2に記載する。分子配向軸の測定結果、フィルム全幅において分子配向軸の角度が0±25°に制御されたMD配向ポリイミドフィルムが作製できることが明らかになった。得られたポリイミドフィルムの弾性率は6.0GPaであった。

15 (実施例14)

本実施例では、N, N-ジメチルフォルムアミド (DMF) 中で、2, 2
ービス [4-(4-アミノフェノキシ) フェニル] プロパン (BAPP) 3 0 モル%と4, 4'ージアミノジフェニルエーテル (ODA) 2 0 モル %を溶解した。ここに、3, 3', 4, 4'ービフェニルテトラカルボン 20 酸二無水物 2 0 モル%を添加して溶解させた後、ピロメリット酸二無水物 (PMDA) 3 5 モル%を溶解させる。この溶液中に、パラフェニレンジアミン (p-PDA) 5 0 モル%、ピロメリット酸二無水物 (PMDA) 4 5 モル%を該比率でこの順で添加して重合してポリアミド酸溶液を合成した。該ポリアミド酸溶液に、アミド酸当量に対して、2. 3 倍当量の無 水酢酸と 0. 5 倍当量のイソキノリンを添加し、焼成後 2 0 μm となる厚さで、8 2 0 mm幅でエンドレスベルト上にキャストし、1 0 0 ℃~ 1 3 0 ℃で熱風乾燥し、自己指示性を有する残存成分割合が 7 5 重量%の ゲルフィルムを得た。その後ベルト上から引き剥がす。引き剥がしたゲル

フィルムには張力として、MD方向に対して6 k g/mの張力をかけた状態でテンター炉内に搬送して焼成を行った。ゲルフィルムは幅方向両端をピン巾800 mmで弛み無く固定した(ゲル幅は800 mm)。該ゲルフィルムを、130 \mathbb{C} (熱風オーブン)、260 \mathbb{C} (熱風オーブン)、

 $^{\circ}$ (熱風オーブン)、450 $^{\circ}$ (熱風オーブン)、515 $^{\circ}$ (遠赤外線炉)と段階的に焼成してポリイミドフィルムへと焼成した。 $^{\circ}$ $^{\circ}$

このようにしてできたポリイミドフィルムの配向角、配向度の測定を行った。実験結果を表 1、表 2 に記載する。分子配向軸の測定結果、フィルム全幅において分子配向軸の角度が $0\pm25^\circ$ に制御されたMD配向ポリイミドフィルムが作製できることが明らかになった。

(実施例15)

 き剥がしたゲルフィルムには張力として、MD方向に対して 2 k g/mの 張力をかけた状態でテンター炉内に搬送して焼成を行った。ゲルフィルム は幅方向両端をピン巾 8 0 0 mで弛み無く固定した(ゲル幅は

800mm)。該ゲルフィルムを、130 $^{\circ}$ (熱風オーブン)、260 $^{\circ}$ (熱風オーブン)、360 $^{\circ}$ (熱風オーブン)、450 $^{\circ}$ (熱風オーブン)、515 $^{\circ}$ (遠赤外線炉)と段階的に焼成してポリイミドフィルムへと焼成した。 $^{\circ}$ $^{$

10 、130 \mathbb{C} の \mathbb{C} に \mathbb{C} に \mathbb{C} に \mathbb{C} に \mathbb{C} に \mathbb{C} に \mathbb{C} の \mathbb{C} に \mathbb{C} の \mathbb{C} の \mathbb{C} に \mathbb{C} の \mathbb{C} の

15 このようにしてできたポリイミドフィルムの配向角、配向度の測定を行った。実験結果を表1、表2に記載する。分子配向軸の測定結果、フィルム全幅において分子配向軸の角度が0±25°に制御されたMD配向ポリイミドフィルムが作製できることが明らかになった。

(実施例16)

5

- 20 TD収縮率を2.0、TD膨張率を4.0とした以外は、実施例15と同じ製造方法にてポリイミドフィルムを作製した。ポリイミドフィルムは、固定を外して巻き取る際に端部スリットを行って740mm幅のフィルムを取得した。得られたポリイミドフィルムの弾性率は6.0GPaであった。
- 25 このようにしてできたポリイミドフィルムの配向角、配向度の測定を行った。実験結果を表1、表2に記載する。分子配向軸の測定結果、フィルム全幅において分子配向軸の角度が_0 ± 25°に制御されたMD配向ポリイミドフィルムが作製できることが明らかになった。

(実施例17)

本実施例15と同じポリアミド酸溶液に、アミド酸当量に対して、2.0 倍当量の無水酢酸と1.0倍当量のイソキノリンを添加し、焼成後 $20\mu m$ となる厚さで、1200mm幅でエンドレスベルト上にキャスト し、100℃~140℃で熱風乾燥し、自己指示性を有する残存成分割合 5 が54重量%のゲルフィルムを得た。その後ベルト上から引き剥がす。引 き剥がしたゲルフィルムには張力として、MD方向に対して8kg/mの 張力をかけた状態でテンター炉内に搬送して焼成を行った。ゲルフィルム は幅方向両端をピン巾1100mm(ゲル幅は1100mm)で弛み無く 固定した。該ゲルフィルムを、175℃(熱風オーブン)、300℃(熱 10 風オーブン)、450 $^{\circ}$ (熱風オーブン)、515 $^{\circ}$ (遠赤外線炉)と段 階的に焼成してポリイミドフィルムへと焼成した。 TD収縮率を4.4、 TD膨張率を2. 3となるようにポリイミドフィルムをTD方向に弛ませ ·引き伸ばしながらフィルムの搬送を行った。TD方向への収縮はゲルフ ィルムのピン固定部位から収縮を開始し、175℃の炉の入り口で収縮を 15 完了させた。TD方向の引き伸ばしは450℃の炉の入り口がら広げ始め て450℃の炉の出口で引き伸ばしを完了した。ポリイミドフィルムは、 固定を外して巻き取る際に端部スリットを行って940mm幅のフィルム を取得した。

20 このようにしてできたポリイミドフィルムの配向角、配向度の測定を行った。実験結果を表 1、表 2 に記載する。得られたポリイミドフィルムの弾性率は 6. 0 G P a であった。分子配向軸の測定結果、フィルム全幅において分子配向軸の角度が $0\pm25^\circ$ に制御されたMD配向ポリイミドフィルムが作製できることが明らかになった。

25 (実施例18)

TD収縮率を4.4、TD膨張率を4.6とした以外は、実施例17と同じ製造方法にてポリイミドフィルムを作製した。ポリイミドフィルムは、固定を外して巻き取る際に端部スリットを行って940mm幅のフィルム

を取得した。得られたポリイミドフィルムの弾性率は5.9GPaであった。

このようにしてできたポリイミドフィルムの配向角、配向度の測定を行った。実験結果を表 1、表 2 に記載する。分子配向軸の測定結果、フィルム全幅において分子配向軸の角度が 0 ± 25 ° に制御されたMD配向ポリイミドフィルムが作製できることが明らかになった。

(実施例19)

5

20

25

本実施例14と同じポリアミド酸溶液に、アミド酸当量に対して、2.0 倍当量の無水酢酸と1.0倍当量のイソキノリンを添加し、焼成後

10 $20 \mu \text{m}$ となる厚さで、1200 m m幅でエンドレスベルト上にキャストし、 $100 \text{C} \sim 140 \text{C}$ で熱風乾燥し、自己指示性を有する残存成分割合が 62 重量% のゲルフィルムを得た。その後ベルト上から引き剥がす。引き剥がしたゲルフィルムには張力として、MD 方向に対して 3.5 kg/mの張力をかけた状態でテンター炉内に搬送して焼成を行った。ゲ

15 ルフィルムは幅方向両端をピン巾1100mm (ゲル幅は1100mm)

で弛み無く固定した。該ゲルフィルムを、165 \mathbb{C} (熱風オーブン)、300 \mathbb{C} (熱風オーブン)、400 \mathbb{C} (熱風オーブン)、515 \mathbb{C} (遠赤外線炉) と段階的に焼成してポリイミドフィルムへと焼成した。 TD 収縮率を 4.0、TD 膨脹率を 2.1 となるようにポリイミドフィルムを TD 方向に弛ませ・引き伸ばしながらフィルムの搬送を行った。 TD 方向への収縮はゲルフィルムのピン固定部位から収縮を開始し、165 \mathbb{C} の炉の入

り口で収縮を完了させた。TD方向の引き伸ばしは400 Cの炉の入り口から広げ始めて400 Cの炉の出口で引き伸ばしを完了した。ポリイミドフィルムは、固定を外して巻き取る際に端部スリットを行って940 mm幅のフィルムを取得した。

このようにしてできたポリイミドフィルムの配向角、配向度の測定を行った。得られたポリイミドフィルムの弾性率は6.0GPaであった。実験結果を表1、表2に記載する。分子配向軸の測定結果、フィルム全幅に

おいて分子配向軸の角度が 0 ± 25 ° に制御されたMD配向ポリイミドフィルムが作製できることが明らかになった。

(実施例20)

本実施例では、N, N-ジメチルフォルムアミド(DMF)中で、4, 4 , ージアミノジフェニルエーテル(ODA)75モル%と、パラフェニレ 5 ンジアミン (p-PDA) 25モル%、ピロメリット酸二無水物 (PMD A) 100モル%を該比率でこの順で添加して重合してポリアミド酸溶液 を合成した。該ポリアミド酸溶液に、アミド酸当量に対して、2.0倍当 量の無水酢酸と1. 0倍当量のイソキノリンを添加し、焼成後20μmと なる厚さで、820mm幅でエンドレスベルト上にキャストし、100℃ 10 ~150℃で熱風乾燥し、自己指示性を有する残存成分割合が60重量% のゲルフィルムを得た。引き剥がしたゲルフィルムには張力として、MD 方向に対して2kg/mの張力をかけた状態でテンター炉内に搬送して焼 成を行った。ゲルフィルムは幅方向両端をピン巾800mm(ゲル幅は 800mm)で弛み無く固定した。該ゲルフィルムを、130℃(熱風オ 15 ーブン)、260℃(熱風オーブン)、360℃(熱風オーブン)、 450℃ (熱風オーブン)、515℃ (遠赤外線炉) と段階的に焼成して ポリイミドフィルムへと焼成した。TD収縮率を3.9、TD膨張率を 4. 1となるようにポリイミドフィルムをTD方向に弛ませ・引き伸ばし ながらフィルムの搬送を行った。TD方向への収縮はゲルフィルムのピン 20 固定部位から収縮を開始し、130℃の炉の入り口で収縮を完了させた。 TD方向の引き伸ばしは450℃の炉の入り口から広げ始めて450℃の 炉の出口で引き伸ばしを完了した。ポリイミドフィルムは、固定を外して 巻き取る際に端部スリットを行って740mm幅のフィルムを取得した。 得られたポリイミドフィルムの弾性率は4.2GPaであった。 25

このようにしてできたポリイミドフィルムの配向角、配向度の測定を行った。実験結果を表1、表2に記載する。分子配向軸の測定結果、フィルム全幅において分子配向軸の角度が0±25°に制御されたMD配向ポリイ

ミドフィルムが作製できることが明らかになった。ポリイミドフィルムの種類を変更しても、ポリイミドフィルムの弾性率が4.0GPa以上であるポリイミドフィルムであればMD方向に配向したポリイミドフィルムを作製することが可能となる。

5 (実施例21)

本実施例では、N, N-ジメチルフォルムアミド(DMF)中で、4, 4 · ージアミノジフェニルエーテル (ODA) 45モル%と、パラフェニレ ンジアミン (p-PDA) 55モル%、ピロメリット酸二無水物 (PMD A) 80モル%、3,3',4,4'-ビフェニルテトラカルボン酸二無 水物20モル%を該比率でこの順で添加して重合してポリアミド酸溶液を 10 合成した。該ポリアミド酸溶液に、アミド酸当量に対して、2.0倍当量 の無水酢酸と1. 0倍当量のイソキノリンを添加し、焼成後20μmとな る厚さで、820mm幅でエンドレスベルト上にキャストし、100℃~ 150℃で熱風乾燥し、自己指示性を有する残存成分割合が60重量%の ゲルフィルムを得た。その後ベルト上から引き剥がす。引き剥がしたゲル 15 フィルムには張力として、MD方向に対して2kg/mの張力をかけた状 態でテンター炉内に搬送して焼成を行った。ゲルフィルムは幅方向両端を ピン巾800mm (ゲル幅は800mm) で弛み無く固定した。該ゲルフ ィルムを、130℃(熱風オーブン)、260℃(熱風オーブン)、

20 360℃(熱風オーブン)、450℃(熱風オーブン)、450℃(遠赤外線炉)と段階的に焼成してポリイミドフィルムへと焼成した。TD収縮率を3.9、TD膨張率を4.1となるようにポリイミドフィルムをTD方向に弛ませ・引き伸ばしながらフィルムの搬送を行った。TD方向への収縮はゲルフィルムのピン固定部位から収縮を開始し、130℃の炉の入り口で収縮を完了させた。TD方向の引き伸ばしは450℃の炉(熱風オーブン)の入り口から広げ始めて450℃の炉(熱風オーブン)の出口で引き伸ばしを完了した。ポリイミドフィルムは、固定を外して巻き取る際に端部スリットを行って740mm幅のフィルムを取得した。得られたポ

5

リイミドフィルムの弾性率は5.5GPaであった。

このようにしてできたポリイミドフィルムの配向角、配向度の測定を行った。実験結果を表 1、表 2 に記載する。分子配向軸の測定結果、フィルム全幅において分子配向軸の角度が 0 ± 25 ° に制御されたMD配向ポリイミドフィルムが作製できることが明らかになった。ポリイミドフィルムの種類を変更しても、ポリイミドフィルムの弾性率が 4. 0 G P a 以上であるポリイミドフィルムであればMD方向に配向したポリイミドフィルムを作製することが可能となる。

(実施例22)

本実施例では、N, N-ジメチルフォルムアミド(DMF)中で、2, 2 10 ービス [4-(4-アミノフェノキシ) フェニル] プロパン (BAPP) 30モル%と4, 4'ージアミノジフェニルエーテル (ODA) 20モル %を溶解した。ここに、3,3',4,4'一ビフェニルテトラカルボン 酸二無水物20モル%を添加して溶解させた後、ピロメリット酸二無水物 (PMDA) 35モル%を溶解させる。この溶液中に、パラフェニレンジ 15 アミン (p-PDA) 50モル%、ピロメリット酸二無水物 (PMDA) 45モル%を該比率でこの順で添加して重合してポリアミド酸溶液を合成 した。該ポリアミド酸溶液に、アミド酸当量に対して、2.3倍当量の無 水酢酸と O. 5倍当量のイソキノリンを添加し、焼成後 2 O μm となる厚 さで、820mm幅でエンドレスベルト上にキャストし、100℃~ 20 130℃で熱風乾燥し、自己指示性を有する残存成分割合が75重量%の ゲルフィルムを得た。その後ベルト上から引き剥がす。引き剥がしたゲル フィルムには張力として、MD方向に対して6kg/mの張力をかけた状 態でテンター炉内に搬送して焼成を行った。ゲルフィルムは幅方向両端を ピン巾800mmで弛み無く固定した(ゲル幅は800mm)。該ゲルフ 25 ィルムを、130℃ (熱風オーブン)、260℃ (熱風オーブン)、 360℃ (熱風オーブン)、450℃ (熱風オーブン)、515℃ (遠赤 外線炉)と段階的に焼成してポリイミドフィルムへと焼成した。TD収縮 率を3.9、TD膨脹率を4.0となるようにポリイミドフィルムをTD方向に弛ませ・引き伸ばしながらフィルムの搬送を行った。TD方向への収縮はゲルフィルムのピン固定部位から収縮を開始し、130℃の炉の入り口で収縮を完了させた。TD方向の引き伸ばしは450℃の炉の入り口から広げ始めて450℃の炉の出口で引き伸ばしを完了した。ポリイミドフィルムは、固定を外して巻き取る際に端部スリットを行って740mm幅のフィルムを取得した。得られたポリイミドフィルムの弾性率は6.7GPaであった。

このようにしてできたポリイミドフィルムの配向角、配向度の測定を行った。実験結果を表1、表2に記載する。分子配向軸の測定結果、フィルム全幅において分子配向軸の角度が 0 ± 25 ° に制御されたMD配向ポリイミドフィルムが作製できることが明らかになった。

(比較例1)

5

10

本実施例1使用したポリアミド酸溶液と実施例1と同量の無水酢酸及びイ ソキノリンを混合し、焼成後20μmとなる厚さで、1100mm幅でエ 15 ンドレスベルト上にキャストし、100℃~1~40℃で熱風乾燥し、自己 支持性を有する残存成分割合が54重量%のゲルフィルムを得た。その後 ベルト上から引き剥がした。引き剥がしたゲルフィルムには張力として、 MD方向に対して8kg/mの張力をかけた状態でテンター炉内に搬送し て焼成を行った。尚、本実施例では、350℃の熱風オーブン、400℃ 20 の熱風オーブン、450℃の熱風オーブン、515℃の遠赤外線炉を通過 させ焼成した。ゲルフィルムはTD方向の両端部をピン巾1000mmで 弛み無く固定し、ゲルフィルムを搬送しながら炉入り口の固定端間を 1000mm (ゲルフィルム幅1000mm) 、350℃炉と400℃炉 の間の固定端間を1000mm、400℃と450℃炉の間の固定端間を 251000mm、515℃遠赤外線炉の出口の固定端間を1000mm、炉 出口の固定端間を1000mmに設定して炉の内部にポリイミドフィルム を搬送させてポリイミドフィルムを作製した。ポリイミドフィルムは、固

定を外して巻き取る際に端部スリットを行って940mm幅のフィルムを取得した。このようにしてできたポリイミドフィルムの配向角、配向度の測定を行った。実験結果を表1、表2に記載する。

(比較例2)

- 5 本実施例1で使用したポリアミド酸溶液と実施例1と同量の無水酢酸及びイソキノリンを混合し、焼成後20 μ mとなる厚さで、820 μ mにエンドレスベルト上にキャストし、100 μ 00で130 μ 00で熱風乾燥し、自己支持性を有する残存成分割合が60重量%のゲルフィルムを得た。その後ベルト上から引き剥がした。引き剥がしたゲルフィルムには張力として、
- MD方向に対して2kg/mの張力をかけた状態でテンター炉内に搬送して焼成を行った。尚、本実施例では、130℃の熱風オーブン、260℃の熱風オーブン、360℃の熱風オーブン、450℃の熱風オーブン、515℃の遠赤外線炉を通過させ焼成した。ゲルフィルムはTD方向の両端部をピン巾800mmで弛み無く固定し、ゲルフィルムを搬送しながらり、
 炉入り口の固定端間を800mm(ゲルフィルム幅800mm)、130
- ℃炉と260℃炉の間の固定端間を800mm、260℃と360℃炉の間の固定端間を800mm、360℃と450℃炉の間の固定端間を800mm、炉出口の固定端間を800mm、炉出口の固定端間を800mm、炉出口の固定端間を800mmに砂定して炉の内部にポリイミドフィルムを搬送20 させてポリイミドフィルムを作製した。ポリイミドフィルムは、固定を外して巻き取る際に端部スリットを行って740mm幅のフィルムを取得した。このようにしてできたポリイミドフィルムの配向角、配向度の測定を行った。実験結果を表1、表2に記載する。

(比較例3)

25 本実施例では、N, N-ジメチルフォルムアミド(DMF)中で、4, 4 , -ジアミノジフェニルエーテル(ODA)100モル%と、ピロメリット酸二無水物(PMDA)100モル%を該比率でこの順で添加して重合してポリアミド酸溶液を合成した。該ポリアミド酸溶液に、アミド酸当量

50

に対して、2.0倍当量の無水酢酸と1.0倍当量のイソキノリンを添加 し、焼成後20μmとなる厚さで、820mm幅でエンドレスベルト上に キャストし、100℃~150℃で熱風乾燥し、自己指示性を有する残存 成分割合が40重量%のゲルフィルムを得た。引き剥がしたゲルフィルム には張力として、MD方向に対して2kg/mの張力をかけた状態でテン 5 ター炉内に搬送して焼成を行った。ゲルフィルムは幅方向両端をピン巾 800mm (ゲル幅は800mm) で弛み無く固定した。該ゲルフィルム を、130°C (熱風オーブン)、260°C (熱風オーブン)、360°C (**熱風オーブン)、450℃ (熱風オーブン)、515℃ (遠赤外線炉)と** 段階的に焼成してポリイミドフィルムへと焼成した。TD収縮率を4.0 10 、TD膨張率を3.9となるようにポリイミドフィルムをTD方向に弛ま サ・引き伸ばしながらフィルムの搬送を行った。TD方向への収縮はゲル フィルムのピン固定部位から収縮を開始し、130℃の炉の入り口で収縮 を完了させた。TD方向の引き伸ばしは450℃の炉の入り口から広げ始 めて450℃の炉の出口で引き伸ばしを完了した。ポリイミドフィルムは 15 、固定を外して巻き取る際に端部スリットを行って740mm幅のフィル ムを取得した。得られたポリイミドフィルムの弾性率は3.5GPaであ った。

このようにしてできたポリイミドフィルムの配向角、配向度の測定を行っ 20 た。実験結果を表1、表2に記載する。

10	
15	
20	

5

				14	H		l							
,				(Ie/)用 医	±X			-	,		MORc			
`			鰄	定部位						測定	定部位/r	mm		
	A	В	ပ	Ω	ш	ഥ	5	Α	В	C	Q	ш	止 :	G
実施例1	<u>-3</u>	-5	-7	9-	.9–	9-	Ξ	1.42	1.58	1.66	1.70	1.66	1.57	1.43
実施例2	91-	-2	Ŧ	9–	7-	1	18	1.44	1.57	1.6	1.65	1.59	1.6	1.42
実施例3	-	-2	0	က	5			1.55	1.50	1.48	1.53	1.66		
実施例4	9	-2	-	2	5			2.13	1.97	1.90	1.90	1.94		
実施例5	-17	- اع	-2	8-	6-	-11	-2	1.44	1.44	1.45	1.32	1.58	1.67	1.46
実施例6	6	-		9-	-10	1-	-2	1.55	1.62	1.57	1.50	1.75	1.74	1.60
実施例7	6	4-	-7	9-	6-	1-	3	1.70	1.74	1.59	1.60	1.71	1.74	1.65
実施例8	-17	٣	8	ထု	9-	-1	_	1.61	1.63	1.58	1.60	1.77	1.85	1.70
実施例9	-2	-	က	4	2	-	-3	1.34	1.22	1.18	1.23	1.22	1.33	1.34
実施例10	8	12	-7	9	4 –	9-	6	1.5	1.67	1.59	1.59	1.65	1.66	1.7
実施例11	-24	-17	9	T	4	15	20	1.8	1.58	1.52	1.55	1.7	1.65	1.85
実施例12		2	2	4	3	-5	9-	1.62	1.66	1.56	1.5	1.7	1.68	1.65
実施例13	10	5	ശ	3	10			2.13	1.97	1.9	1.9	1.94		
実施例14	-3	0	4	-13	13			1.32	1.27	1.32	1.18	1.35		
実施例15	4-	0	က	-5-	ī			1.53	1.39	1.38	1.48	1.48		
実施例16	İ	6	8	7	19			1.30	1.12	1.13	1.24	1.32		
実施例17	- 1	-4	2	က	-4	T	9	1.54	1.43	1,55	1.49	1.56	1.45	1.43
実施例18	2	ထု	유	ī	-1	2	10	1.55	1.29	1.31	1.25	1.37	1.35	1.36
実施例19	-15	0	ထု	-13	6	-8	2	1.61	1.44	1.38	1.63	1.66	1.62	1.5
実施例20	ŀ	8	8	7	유			1.24	1.18	1.2	1.15	1.18		
実施例21	ŀ	4	T	<u>ا</u> ئ	9			1.44	1.35	1.42	1.48	1.39		
実施例22	6-	က	0	=	6		·	1.16	1.18	1.18	1.19	1.14		
比較例1	-44	-35	09-	90	28	22	45	1.97	1.26	1.17	1.21	1.3	1.24	2.47
比較例2	19	64	28	39	37			1.35	1.05	1.17	1.26	1.47		
比較例3	-40	-52	89	89	46			1.12	1.18	1.09	1.12	1.15		

25

請求の範囲

- 1. 連続的に生産される合成樹脂フィルムの製造方法において、少なくとも下記(A) \sim (C)、
- 5 (A) 高分子と有機溶剤を含む組成物を支持体上に連続的に流延・塗布し、ゲルフィルムを形成する工程、
 - (B) ゲルフィルムを支持体から引き剥がしゲルフィルムの両端を固定する工程、
 - (C) フィルムの両端を固定しながら加熱炉内を搬送する工程、
- 10 を含む合成樹脂フィルムの製造方法であって、前記(C)工程の少なくとも一部において(C-1)フィルム幅方向(TD方向)の張力が実質的に無張力となるように両端が固定されて搬送する工程を含むことを特徴とする合成樹脂フィルムの製造方法。
- 2. 前記(C)工程における加熱炉の入り口においてTD方向の張力が 15 実質的に無張力となるように両端が固定されていることを特徴とする請求 の範囲第1項に記載の合成樹脂フィルムの製造方法。
 - 3. 前記加熱炉は、2以上の複数の加熱炉からなり、第一の加熱炉の温度が300℃以下であることを特徴とする請求の範囲第2項に記載の合成樹脂フィルムの製造方法。
- 20 4. 前記(C)工程において、両端部固定端の距離をX、両端部固定端間のフィルムの幅をYとしたとき、XとYが下記式を満足するようにTD方向の張力が実質的に無張力となるように両端間を固定することを特徴とする請求の範囲第1項~第3項のいずれか一項に記載の合成樹脂フィルムの製造方法。
- 25 20. $0 \ge (Y X) / Y \times 100 > 0.00$
 - 5. 前記(C)工程の少なくとも一部において、(C-2)フィルムを TD方向に引き延ばす工程を含むことを特徴とする請求の範囲第1項~第 4項のいずれか一項に記載の合成樹脂フィルムの製造方法。

54

- 6. 前記 (C-2) 工程において、引き延ばす前の、TD方向の両端 部固定端の距離をZ、フィルムが炉内で引き伸ばされた際の両端部固定端 の距離をWとしたとき、ZとWが下記式を満足するようにTD方向にフィ ルムを引き伸ばすことを特徴とする請求の範囲第5項に記載の合成樹脂フィルムの製造方法。
- $40.0 \ge (W-Z)/Z \times 100 > 0.00$
- 7. 前記合成樹脂フィルムがポリイミドフィルムであることを特徴とする請求の範囲第1項~第6項のいずれか一項に記載の合成樹脂フィルムの製造方法。
- 8. 請求の範囲第1項~第7項のいずれか一項に記載の合成樹脂フィル10 ムの製造方法を用いて製造された合成樹脂フィルム。

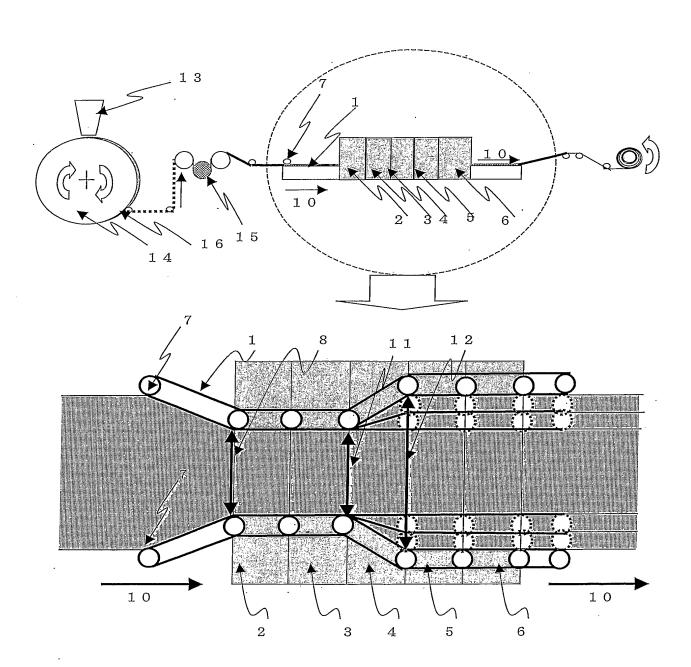
15

5

20

1/3

Fig. 1



2/3

Fig. 2

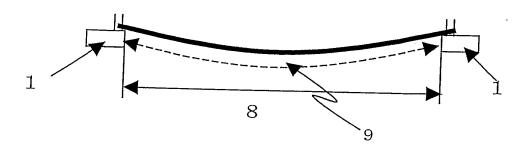
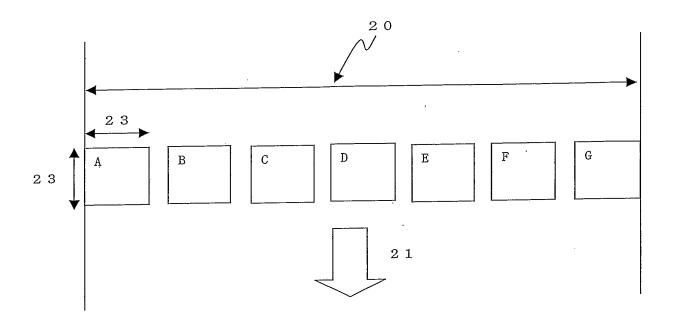
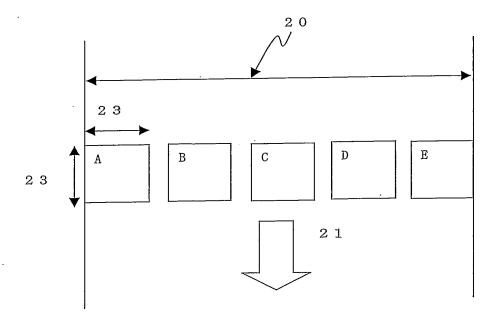




Fig. 3





INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2005/003240

	CATION OF SUBJECT MATTER B29C41/24, 41/52, C08J5/18//E	329K77:00, B29L7:00, C08	3L101:00
According to Inte	ernational Patent Classification (IPC) or to both national	l classification and IPC	
B. FIELDS SE	ARCHED		
Minimum docum Int . Cl ⁷	nentation searched (classification system followed by classification syste	assification symbols)	
Jitsuyo Kokai Ji	tsuyo Shinan Koho 1971-2005 To	tsuyo Shinan Toroku Koho roku Jitsuyo Shinan Koho	1996-2005 1994-2005
Electronic data b	ase consulted during the international search (name of c	lata base and, where practicable, search te	rms used)
C. DOCUMEN	ITS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where ap	1 1 7	Relevant to claim No.
Х	JP 11-246685 A (Ube Industrion 14 September, 1999 (14.09.99) Claims; Par. Nos. [0015] to [& US 6217996 B1	,	1-8
Х	JP 61-264028 A (Ube Industric 21 November, 1986 (21.11.86), Claims; page 5, lower left co lines 13 to 20; page 6, upper line 1 to lower left column, (Family: none)	olumn, right column,	1-8
X	JP 2003-236861 A (Kaneka Cor 26 August, 2003 (26.08.03), Par. Nos. [0025] to [0030] (Family: none)	p.),	1-8
Further do	cuments are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.	
"A" document de to be of part "E" earlier applie filing date "L" document we cited to esta special rease "O" document re	gories of cited documents: efining the general state of the art which is not considered icular relevance cation or patent but published on or after the international which may throw doubts on priority claim(s) or which is blish the publication date of another citation or other on (as specified) ferring to an oral disclosure, use, exhibition or other means ablished prior to the international filing date but later than the claimed	"T" later document published after the inte date and not in conflict with the applica the principle or theory underlying the ir "X" document of particular relevance; the c considered novel or cannot be considered novel or cannot be considered when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the c considered to involve an inventive s combined with one or more other such being obvious to a person skilled in the "&" document member of the same patent for the same	tion but cited to understand evention laimed invention cannot be ered to involve an inventive laimed invention cannot be tep when the document is documents, such combination art
10 May,	l completion of the international search 2005 (10.05.05)	Date of mailing of the international sear 24 May, 2005 (24.05	
	ng address of the ISA/ se Patent Office	Authorized officer	
Facsimile No.		Telephone No.	

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2005/003240

The invention according to claim 8 is a synthetic resin film specified by a specific production method. The invention is, however, still unclear, since the properties of a film produced are different according to the type and grade of the resin, the type of a solvent, the proportion of components remained in a gel film, molding temperature conditions, and the like, and thus the type and the properties of the film produced are unclear, even when the production method is limited to the method according to claims 1 to 7 in the condition wherein a specific composition of a composition containing a polymer and an organic solvent, molding temperature conditions, and the like are not limited.

A. 発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC)) Int.Cl.⁷ B29C41/24, 41/52, C08 I5/18 // B29K77:00, B29L7:00, C08L101:00

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC))

Int.Cl.⁷ B29C41/24, 41/52, C08J5/18

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報

1922-1996年

日本国公開実用新案公報

1971-2005年

日本国実用新案登録公報

1996-2005年.

日本国登録実用新案公報

1994-2005年

国際調査で使用した電子データベース(データベースの名称、調査に使用した用語)

C. 関連すると認められる文献 引用文献のカテゴリー* 引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示 請求の範囲の番号

- X
 JP 11-246685 A (宇部興産株式会社) 1999.09.14 ,特許請求の範囲、
 1-8

 【0015】~【0021】& US 6217996 B1
 JP 61-264028 A (宇部興産株式会社) 1986.11.21 ,特許請求の範囲
 1-8
- X JP 61-264028 A (宇部興産株式会社) 1986.11.21 ,特許請求の範囲 1-8 5 頁左下欄13行~20行、6 頁右上欄1行~左下欄8行 (ファミリーなし)
- C欄の続きにも文献が列挙されている。

パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー

- 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す もの
- 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 以後に公表されたもの
- 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用す る文献(理由を付す)
- 「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献
- 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

- 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって 出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論 の理解のために引用するもの
- 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
- 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに よって進歩性がないと考えられるもの
- 「&」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日 10.05.2005 国際調査報告の発送日 24.5.2005 国際調査機関の名称及びあて先 特許庁審査官(権限のある職員) 大島 祥吾 軍京都千代田区霞が関三丁目4番3号 電話番号 03-3581-1101 内線 3430

国際調査報告

C (続き).	関連すると認められる文献	
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
X	JP 2003-236861 A (鐘淵化学工業株式会社) 2003.08.26,【0025】~【0030】(ファミリーなし)	1-8
I		
		· ·
	•	

請求の範囲8に係る発明は、特定の製造方法で規定した合成樹脂フィルムであるが、 高分子及び有機溶媒を含む組成物の具体的な組成、成形温度条件等が限定されていない中で、 請求の範囲1-7に係る製造方法を限定しても、樹脂の種類、グレード、溶媒の種類、ゲルフィルムの残存成分割合、成形温度条件等に応じて得られるフィルムの性質は異なることになるから、いかなる合成樹脂フィルムとなるかわからず、発明が不明確である。